Searching PAJ

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

RECEIVED **CENTRAL FAX CENTER** JUN 0 6 2006

(11)Publication number:

2002-274077

(43)Date of publication of application: 25.09.2002

(51)Int.Cl.

B41N 1/14 1/10 B41C

GO3F 7/00 **G03F** 7/004

(21)Application number: 2001-395028

(71)Applicant : DAINIPPON PRINTING CO LTD

(22)Date of filing:

12.06.1998

(72)Inventor: KOBAYASHI HIRONORI

KAMIYAMA HIRONORI

HIKOSAKA SHINICHI YAMAMOTO MANABU

(30)Priority

Priority number: 09214845

Priority date: 08.08.1997

Priority country: JP

09300295

31.10.1997 14.11.1997

JP

09313041 10085955 10086293

31.03.1998 31.03.1998

JP

JP

JP

(54) PATTERN FORMING BODY AND PATTERN FORMING METHOD

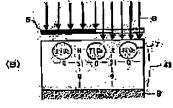
(57)Abstract:

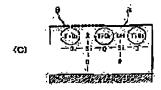
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a pattern

forming body using a photocatalyst.

SOLUTION: A pattern forming body records a pattern by changing wetting properties through exposure by a method wherein a base has either a photocatalyst containing layer, which contains a substance having wetting properties changing by the action of the photocatalyst through the exposure of the pattern, a layer containing the substance having wetting properties changing by the action of the photocatalyst through the exposure of the pattern on the photocatalyst containing layer, or a base material has the photocatalyst containing layer, which has a layer dissolvingly removing by the action of the exposure of the pattern thereon, or the base material has a composition layer consisting of a photocatalyst, a substance dissolved by the action of the photocatalyst through the exposure of the pattern and a binder.







EST AVAILABLE COPY

23.02.2004

2/2 ページ

Searching PAJ

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of 16.08.2005

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision 2005-17571

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's 14.09.2005

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-274077 (P2002-274077A)

(43)公開日 平成14年9月25日(2002.9.25)

				(43)公開	1 平成14年9	月25日 (2002.9.25)
(51) Int.Cl.		微 別配号	ΡI			テーマコード(参考)
B41N	1/14		B41N	1/14		2H025
B41C	1/10		B41C	1/10		2H084
GOSF	7/00	503	G03F	7/00	503	2H096
~~~	7/004	5 2 1		7/004	5 2 1	2H114
			客查請求	未請求	耐水項の数27	OL (全26 頁)
(21)出願番	<del></del>	特報2001~395028(P2001~395028)	(71) 出資人	00000289	97	
(62)分割の記	表示	特顧平10-165392の分割		大日本印刷株式会社		
(22) 出顧日		平成10年6月12日(1998.6.12)	東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番15			叮一丁目1番1号
			(72)発明者			
(31)優先権	主张番号	<b>特頭平9-214845</b>				叮一丁目1番1号
(32) 優先日		平成9年8月8日(1997.8.8)			剧株式会社内	
(33) 優先權:	主張国	日本(JP)	(72) 発明者			
(31) 優先機:	主張番号	特題平9-300295				可一丁目1番1号
(32) 優先日		平成9年10月31日(1997.10.31)		大日本日	即株式会社内	
(33) 優先権	主張国	日本 (JP)	(74)代理人			
(31) 優先權	主張番号	<b>特膜平9-313041</b>		介理士	山下 昭彦	(外1名)
(32) 優先日		平成9年11月14日(1997.11.14)			•	
(33) 優先権:	主張国	日本(JP)				
						四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二

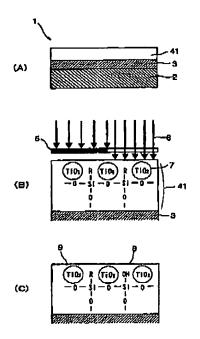
最終質に続く

# (54) [発明の名称] パターン形成体およびパターン形成方法

## (57) 【要約】

【課題】 光触媒を使用したパターン形成体を提供する。

【解決手段】 基体上に光触媒含有層を有し、光触媒含有層は、パターンの露光によって光触媒の作用によって満れ性が変化する物質を含有する層、光触媒含有層上に、パターンの露光によって光触媒の作用によって濡れ性が変化する物質の含有層、基材上に光触媒含有層を有し光触媒含有層上にパターンの露光によって光触媒の作用により分解除去される層を有するか、もしくは基材上に、光触媒、パターンの露光によって光触媒の作用により分解される物質、および結着剤からなる組成物層を有し、露光によって漏れ性を変化させることによってパターンを記録するパターン形成体。



(2)

特開2002-274077

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 光学的にパターンを形成するパターン形 成体において、基材上に光触媒含有層を有し、光触媒含 有層は、パターンの露光によって光触媒の作用により湍 れ性が変化する物質を含有することを特徴とするパター ン形成体

【請求項2】 光学的にパターンを形成するパターン形 成体において、基材上に光触媒含有層を有し、光触媒含 有層上に、パターンの露光によって光触媒の作用により 分解除去される層を有することを特徴とするパターン形 10 成体。

【請求項3】 光学的にパクーンを形成するパターン形 成体において、基材上に光触媒含有層を有し、光触媒含 有層上に、パクーンの露光によって光触媒の作用により 温れ性が変化する物質の含有層を有することを特徴とす るパターン形成体。

【請求項4】 光学的にパターンを形成するパターン形 成体において、光触媒、パターンの露光によって光触媒 の作用により分解される物質、および結着剤からなる組 成物層を有することを特徴とするパターン形成体。

【請求項5】 光触媒を含有する層がシロキサン結合を 有する化合物を含有することを特徴とする請求項1ない し4のいずれか1項に記載のパターン形成体。

【請求項6】 光触媒を含有する層がシリコーンを含有 することを特徴とする請求項1ないし5のいずれか1項 に記載のパターン形成体。

【謂求項7】 シリコーンのケイ素原子にフルオロアル キル基が結合していることを特徴とする請求項6記載の パターン形成体。

【請求項8】 シリコーンがオルガノアルコキシシラン 30 を含む組成物から得られたものであることを特徴とする 請求項6ないし7のいずれか1項に記載のパターン形成

【請求項9】 シリコーンが反応性シリコーン化合物を 含む組成物から得られたものであることを特徴とする論 求項6ないし7のいずれか1項に記載のバターン形成

【請求項10】 バターン形成体が印刷版原版であるこ とを特徴とする請求項1ないし9のいずれかに配載のパ ターン形成体。

【甜求項11】 光学的にパターンを形成する方法にお いて、基材上に光触媒の作用により濡れ性が変化する物 質を含有した光触媒含有層を設けたパターン形成体、基 材上に形成した光触媒含有層上に光触媒の作用により流 れ性が変化する物質の含有層を形成したパターン形成 体、基材上に 光触媒含有層を 有し光触媒含有 層上にパタ 一ンの露光によって光触媒の作用により分解除虫される 層を有するパターン形成体、もしくは基材上に、光触 媒、パターンの露光によって光触媒の作用により分解さ れる物質、および結着剤からなる組成物層を形成したパ 50 とによってパターン状に機能性層を形成する工程を有す

ターン形成 体にパターンの 露光をし、光触媒の作用によ って表面の濡れ性を変化させることを特徴とするパター ン形成方法。

【請求項12】 光触媒含消層に対するパターン鋸光 は、光描画照射により行うことを特徴とする請求項11 記載のパターン形成方法。

【請求項13】 光触媒含 有層に対するパターン露光 は、フォトマスクを介した。露光によって行うことを特徴 とする請求項11記載のバターン形成方法。

【請求項14】 光触媒含 有層に対するパターン露光 は、パターン形成体を加熱しながら行うことを特徴とす る請求項11ないし13のいずれかに記載のパターン形

【請求項15】 基材上に請求項1ないし9のいずれか に配載のパターン形成体を有し、請求項11ないし14 のいずれかのパターン露光によって得られた該パターン 形成体のパターンに対応した部位上に機能性層が配置さ れたことを特徴とする素子。

【請求項16】 パターン形成体上に請求項11ないし 14のいずれかのパターン露光によって得られた該パタ ーン形成体のパターンに対応した部位上に形成された機 **能性層を、他の基材上に転写することによって形成した** ものであることを特徴とする素子。

【請求項17】 基材上に請求項1ないし9のいずれか に記載のパターン形成体を有し、請求項11ないし14 のいずれかのパターン露光によって得られた該パターン 形成体のパターンに対応した部位上に機能性層を形成す ることを特徴とする素子作製方法。

【請求項18】 パターン形成体上に、請求項11ない し14のいずれかのパターン露光によって得られた該バ ターン形成体のパターンに対応した部位上に機能性層 を、他の基材上に転写することによって基材上に機能性 層を形成したことを特徴とする紫子作製方法。

【請求項19】 バターン 形成体の全面に機能性層用組 成物を積属する工程、未露光部の反接作用によって露光 部の活れ性の変化した部位上のみにバターン状に機能性 層を形成する工程を有することを特徴とする請求項17 記載の業子作製方法。

【請求項20】 パターン形成体の全面に機能性層用組 成物を積層する工程、未醇光部の機能性層を除去するこ とによってパターン状に機能性層を形成する工程を有す ることを特徴とする請求項 17記載の素子作製方法。

【請求項21】 パターン形成体の全面に機能性筋用組 成物を積層する工程、未露光部の反接作用によって露光 部の濡れ性の変化した部位上のみにパターン状に機能性 層を形成する工程を有することを特徴とする請求項18 記載の素子作製方法。

【請求項22】 パターン形成体の全面に機能性層用組 成物を積度する工程、未露光部の機能性層を除去するこ

(3)

20

特別2002-274077

3

ることを特徴とする請求項18記載の素子作製方法。 【請求項23】 パターン形成体への機能性層の形成 が、機能性層用組成物の強布によることを特徴とする請 求項19ないし22に記載の素子作製方法。

【請求項24】 パターン形成体への機能性層の形成が、機能性層用組成物のノズルからの吐出によることを特徴とする請求項19ないし22に記載の素子作製方法。

【請求項25】 パターン形成体への機能性層の形成 が、機能性層用組成物塗布フィルムからの熱または圧力 10 による転写によることを特徴とする請求項19ないし2 2に記載の素子作製方法。

【請求項26】 バクーン形成体への機能性層の形成 が、真空を利用した成膜によることを特徴とする請求項 19ないし22に記載の素子作製方法。

【請求項27】 バターン形成体への機能性層の形成が、無電解めっきを利用した成膜によることを特徴とする請求項19ないし22に配轍の素子作製方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、印刷をはじめとして各種の用途に使用可能な新規なパターン形成体およびパターン形成方法に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】基材上に、周囲とは異なる特性を有する 領域を形成したパターン形成体に関するものである。パ ターン形成体が図案、画像、文字等の印刷に利用する場 合には、パターンは印刷インクを転写する際にインクを 受容もしくは反発する部分を意味する。また、本発明の パターン形成体は、印刷用途以外にも利用することがで 30 き、その場合のパターンは、濡れ性の変化に応じてパタ ーン形成体上に形成されたパターン状の層および転写さ れた層を意味する。

【0003】印刷を例に挙げて説明すると、印刷方法の一種である平版印刷に使用する平版印刷版は、平版上にインクを受容する親袖性部位と、印刷インクを受容しない部位を形成し、規油性部位に印刷すべきインクの画像を形成し、形成した画像を紙等に転写して印刷している。

【0004】こうした印刷では、印刷版原版に、文字、 図形等のパターンを形成して印刷版を作製して印刷機に 装着して使用している。代表的な平版印刷版であるオフ セット印刷用の印刷版原版には、数多くのものが提案されている

【0005】オフセット印刷用の印刷版は、印刷版原版 にパターンを構いたマスクを介して露光して現像する方 法、あるいは電子写真方式によって直接に露光して印刷 版原版上に直接に製版する方法等によって作製すること ができる。電子写真式のオフセット印刷版原版は、導電 性基材上に酸化亜鉛等の光導電性粒子および結着樹脂を 50 主成分とした光導電層を設けた感光体として、電子写真 方式によって露光し、感光体表面に親袖性の高い画像を 形成させ、続いて不感脂化被で処理し非画像部分を親水 化することによってオフセット原版を得る方法によって 作製されている。親水性部分は水等によって浸漬して球 袖性とされ、親袖性の画像部分に印刷インクが受容され て紙等に転写される。

【0006】また、こうした水の浸漬によって疎油性の 部位を形成する方法に代えて、水等の浸漬によらずとも 高度に疎油性の部位を形成することによって、インクを 受容する部位とインクを受容しない部位を形成する乾式 平板印刷用の印刷版原版も用いられている。

【0007】また、レーザーの照射によって、インクに対して受容性の高い部位と、撥インク性の部位を形成することが可能な、ヒートモード配縁材料を用いた平版印刷原版を作製する方法も提案されている。ヒートモード記録材料は、現像等の工程が不要で、単にレーザー光によって画像を形成するのみで印刷版を製造することができるという特徴を有しているが、レーザーの強度の調整、レーザーにより変質した固体状物質の残留物の処理の問題、耐刷性などに課題があった。

【0008】また、高精細なパターンを形成する方法として、基材上に弦布したフォトレジスト層にパターンの 露光を行い、露光後のフォトレジストの現像後、さらに エッチングを行ったり、フォトレジストに機能性を有す る物質を用いて、フォトレジストの露光によって目的と するパターンを直接形成する等のフォトリソグラフィー による方法が知られている。

【0009】フォトリングラフィーによる高精細バターンの形成は、液晶表示装置等に用いられるカラーフィルターの着色パターンの形成、マイクロレンズの形成、精細な電気回路基板の製造、パターンの露光に使用するクロムマスクの製造等に用いられているが、これらの方法によっては、フォトレジストを用いると共に、露光後に液体現像液によって現像を行ったり、エッチングを行う必要があるので、廃液を処理する必要が生じる等の問題点があり、またフォトレジストして機能性の物質を用いた場合には、現像の原に使用されるアルカリ被等によって劣化する等の問題点もあった。

【0010】カラーフィルタ等の高精細なパターンを印刷等によって形成することも行われているが、印刷で形成されるパターンには、位置精度等の問題があり、高精細なパターンの形成は困難であった。

【0011】また、本発明者等は、このような問題点を解決するために、光触媒の作用によって濡れ性が変化する物質を用いてパターンを形成するパターン形成体およびパターン形成方法を既に、特願平9-214845号として提案しているが、本発明は、このような光触媒を用いたパターン形成体および形成方法において、特性のより優れたパターン形成体およびパターン形成方法を提

(4) 特別2002-274077

供するものである。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、新規なパターン形成体およびパターン形成方法を提供することを課題とするものであり、印刷版原版に使用すれば、従来の印刷版原版の有する問題点を解決することが可能な、新規な印刷版原版を提供することができるパターン形成体を提供することを課題とするものであり、各種の機能性素子の形成に用いれば、特性の優れた機能性素子を提供することができるパターン形成体およびパターン形成方 10 法を提供することを課題とするものである。

5

[0013]

【課題を解決するための手段】本発明は、光学的にパターンを形成するパターン形成体において、基材上に光触媒合有層を有し、光触媒合有層は、パターンの露光によって光触媒の作用により濡れ性が変化する物質を含有するパターン形成体である。

【0014】 光学的にバターンを形成するパターン形成体において、基材上に光触媒含有層を有し、光触媒含有層上に、パターンの露光によって光触媒の作用により分 20 解除去される周を有するパターン形成体である。

【0015】光学的にバターンを形成するパターン形成 体において、基材上に光触媒含有層を有し、光触媒含有 層上に、パターンの露光によって光触媒の作用により滞 れ性が変化する物質の含有層を有するパターン形成体で ある。

【0016】光学的にパターンを形成するパターン形成体において、光触媒、パターンの露光によって光触媒の作用により分解される物質、および結着剤からなる組成物層を有するパターン形成体である。

【0017】光触媒を含有する層がシロキサン結合を有する化合物を含有する削配のパターン形成体である。

【0018】光触媒を含有する腐がシリコーンを含有する前記のパターン形成体である。

【0019】シリコーンのケイ素原子にフルオロアルキル基が結合している前記のパターン形成体である。

【0020】シリコーンがオルガノアルコキシシランを 含む組成物から得られたものである前記のパターン形成 体である。

【 0 0 2 1 】 シリコーンが反応性シリコーン化合物を含 40 む組成物から得られたものである前記のパターン形成体 である。

【0022】パターン形成体が印刷版原版である前記の パターン形成体である。

【0023】 また、光学的にパターンを形成する方法において、基材上に光触媒の作用により濡れ性が変化する物質を含有した光触媒含有層を設けたパターン形成体、基材上に形成した光触媒含有層上に光触媒の作用により濡れ性が変化する物質の含有層を形成したパターン形成体、基材上に光触媒含有層を有し光触媒含有層上にパタ 50

ーンの蘇光によって光触媒の作用により分解除去される 層を有するパターン形成体、もしくは基材上に、光触 媒、パターンの露光によって光触媒の作用により分解さ れる物質、および結沓剤からなる組成物層を形成したパ ターン形成体にパターンの露光をし、光触媒の作用によ って表面の濡れ性を変化させるパターン形成方法であ る。

【0024】光触媒含有層に対するパターン露光は、光 描画服射により行う前記のパターン形成方法である。

【0025】 光触媒含有層に対するパターン露光は、フォトマスクを介した蘇光によって行う前記のパターン形成方法である。

【0026】光触媒合有層に対するパターン露光は、パターン形成体を加熱しながら行う前配のパターン形成方法である。

【0027】基材上に前記のパターン形成体を有し、前記のパターン露光によって得られた販パターン形成体のパターンに対応した部位上に機能性層が配置された素子である。

0 【0028】パターン形成体上に前記のパターン露光によって得られた該パターン形成体のパターンに対応した 部位上に形成された機能性層を、他の基材上に転写する ことによって形成した素子である。

【0029】基材上に前記のパターン形成体を有し、前 記のパターン露光によって得られた該パターン形成体の パターンに対応した部位上に機能性層を形成する案子作 製方法である。

【0030】パターン形成体上に、前記のパターン露光によって得られた該パターン形成体のパターンに対応した部位上に機能性層を、他の基材上に転写することによって基材上に機能性層を形成した素子作製方法である。

【0031】パターン形成体の全面に機能性層用組成物を積層する工程、未態光部の反接作用によって露光部の濡れ性の変化した部位上のみにパターン状に機能性層を形成する工程を有する前記の素子作製方法である。

【0032】パターン形成体の全面に機能性層用組成物 を積層する工程、未露光部の機能性層を除去することに よってパターン状に機能性層を形成する工程を有する前 記の索子作製方法である。

【0033】パターン形成 体の全面に機能性層用組成物 を積層する工程、未露光部の反撥作用によって露光部の 濡れ性の変化した部位上のみにパターン状に機能性層を 形成する工程を有する前記の素子作製方法である。

【0034】パターン形成体の全面に機能性層用組成物を積層する工程、未露光部の機能性層を除去することによってパターン状に機能性層を形成する工程を有する前記の素子作製方法である。

【0036】パターン形成体への機能性層の形成が、機能性層用組成物の築布による前記の素子作製方法である。

(5)

特開2002-274077

7

【0036】パターン形成体への機能性層の形成が、機能性層用組成物のノズルからの吐出による前記の案子作製方法である。

【0037】パターン形成体への機能性層の形成が、機能性層用組成物塗布フィルムからの熟または圧力による転写による前記の素子作製方法である。

【0038】パターン形成体への機能性層の形成が、真空を利用した成膜による前記の素子作製方法である。

【0039】パターン形成体への機能性層の形成が、無 電解めっきを利用した成膜による前記の素子作製方法で 10 ある。

#### [0040]

【発明の実施の形態】本発明は、光の照射によって近傍の物質に化学変化を起こすことが可能な光触媒の作用を用いて、パターンを形成するパターン形成体およびパターン形成方法である。本発明において、パターンは、図案、面像、文字等の印刷に利用する場合には印刷インクを転写する際にインクを受容もしくは反発する部分を意味する。また、本発明のパターン形成体は印刷用途以外に利用することができる。この場合には、パターンは、流れ性の変化に応じてパターン形成体上に形成された周囲とは特性が異なる領域、およびそれらが他の悲材上に転写された転写物である場合も意味する。

【0041】本発明の酸化チタンに代表される光触媒による作用機構は、必ずしも明確なものではないが、光の照射によって生成したキャリアが、近傍の化合物との直接反応あるいは酸素、水の存在下で生じた活性酸繁種によって、有機物の化学構造に変化を及ぼすものと考えられている。

【0042】このような光触媒の作用を用いて、油性汚 30 れを光照射によって分解し、油性汚れを観水化して水によって洗浄可能なものとしたり、ガラス等の表面に親水性膜を形成して防暴性を付与したり、あるいはタイル等の表面に光触媒の含有層を形成して空気中の浮遊菌の数を減少させるいわゆる抗菌タイル等が提案されている。

【0043】本発明では、光触媒の作用により濡れ性が変化する物質、光触媒の作用により分解除去される層、光触媒の作用により分解なされる層、光触媒の作用により溜れ性が変化する物質の含有層、あるいは光触媒の作用により分解される物質と結構剤からなる組成物を有する層等を用いてパターン形成部の印刷 40インクやトナー等との受容性、あるいはパターンが形成されていない部分との控インク性等を高めることによってパターン形成体を得たものである。

【0044】 本発明のパターン形成体およびパターン形成方法に使用することができる光触媒としては、光半導体として知られている酸化チタン(TiO,)、酸化亜鉛(ZnO)、酸化すず(SnO,)、チタン酸ストロンチウム(SrTiO,)、酸化タングステン(WO,)、酸化ビスマス(Bi,O,)、酸化鉄(Fe

。O,)のような金属酸化物を挙げることができるが、特 50 ラン、nーへキシルトリメトキシシラン、nーヘキシル

に酸化チタンが好ましい。 酸化チタンは、パンドギャッ プエネルギーが高く、化学的に安定であり、毒性もな く、入手も容易である。

【0045】酸化チタンとしては、アナターゼ型とルチル型のいずれも使用することができるが、アナターゼ型酸化チタンが好ましい。

(0046) アナターゼ型チタンとしては、粒径が小さいものの方が光触媒反応が効率的に起こるので好ましい。平均粒径が50nm以下のものが好ましく、より好ましくは20nm以下のものが好ましい。例えば、塩酸解膠型のアナターゼ型チタニアソル(石原産業製 STS-02、平均結晶子径7nm)、硝酸解膠型のアナターゼ型チタニアソル(日産化学、TA-15、平均結晶子径12nm)を挙げることができる。

【0047】本発明の光触媒を含有する層は、光触媒を結着剤中に分散させて形成することができる。光触媒は、結着剤をも光励起により分解するおそれがあるため、結着剤は光触媒の光酸化作用に対する十分な抵抗性を有する必要がある。また、パターン形成体を印刷版として利用することを考慮すると耐刷性、耐摩耗性も要求される。

【0048】 したがって、結着剤としては、主骨格がシロキサン結合(一SI-O-) を有するシリコーン樹脂を使用することができる。

【0049】また、シリコーン樹脂は、ケイ素原子に有機基が結合しており、実施例中において詳述するように、光触媒を光励起すれば、シリコーン分子のケイ素原子に結合した有機基は光触媒作用により酸素含有基に散換されて満れ性が向上するので、濡れ性が変化する物質としての機能も示す。

【0050】シリコーン樹脂としては、一般式Y・SiX・、(n=1~3)で表されるケイ業化合物の1種または2種以上の加水分解縮合物、共加水分解縮合物を使用することができる。Yは、アルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミノ基、あるいはエポキシ基を挙げることができ、Xはハロゲン、メトキシル基、エトキシル基、またはアセチル基を挙げることができる。

(6)

**特別2002-274077** 

トリエトキシシラン、nーヘキシルトリイソプロポキシ シラン、nーヘキシルトリェーブトキシシラン;nーデ シルトリクロルシラン、nーデシルトリプロムシラン、 n - デシルトリメトキシシラン、n - デシルトリエトキ シシラン、nーデシルトリイソプロポキシシラン、nー デシルトリt ープトキシシラン:n-オクタデシルトリ クロルシラン、nーオクタデシルトリプロムシラン、n ーオクタデシルトリメトキシシラン、nーオクタデシル トリエトキシシラン、n-オクタデシルトリイソプロポ キシシラン、n-オクタデシルトリェープトキシシラ ン:フェニルトリクロルシラン、フェニルトリプロムシ ラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエト キシシラン、フェニルトリイソプロポキシシラン、フェ ニルトリェーブトキシシラン;ジメトキシジエトキシシ ラン:ジメチルジクロルシラン、ジメチルジプロムシラ ン、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシ ラン:ジフェニルジクロルシラン、ジフェニルジプロム シラン、ジフェニルジメトキ シシラン、ジフェニルジエ トキシシラン:フェニルメチルジクロルシラン、フェニ ルメチルジプロムシラン、フェニルメチルジメトキシシ 20 ラン、フェニルメチルジエトキシシラン:トリクロルヒ ドロシラン、トリブロムヒドロシラン、トリメトキシヒ ドロシラン、トリエトキシヒドロシラン、トリイソプロ ポキシヒドロシラン、トリτーブトキシヒドロシラン: ピニルトリクロルシラン、ビニルトリプロムシラン、ピ ニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、 ピニルトリイソプロポキシシラン、ビニルトリモーブト キシシラン: γーグリシドキシブロピルメチルジメトキ シシラン、γーグリシドキシブロピルメチルジエトキシ シラン、ャーグリシドキシブロピルトリメトキシシラ ン、ヮーグリシドキシプロピルトリエトキシシラン、ヮ -グリシドキシプロピルトリイソプロポキシシラン、y -グリシドキシプロピルトリ セーブトキシシラン:ッー メタアクリロ キシプロピルメチルジメトキシシラン、ャ ーメタアクリロキシプロピルメチルジェトキシシラン、 γ-メタアクリロキシプロビルトリメトキシシラン、γ ーメタアクリロキシプロピルトリエトキシシラン、ャー メタアクリロ キシプロピルトリイソプロポキ シシラン、 y-メタアクリロキシプロピルトリェーブトキシシラ ン: γーアミノプロピルメチルジメトキシシラン、γー 40 アミノプロピルメチルジエトキシシラン、リーアミノブ ロピルトリメ トキシシラン、 ァーアミノプロ ビルトリエ トキシシラン、ャーアミノブロピルトリイソプロポキシ シラン、 y ー アミノプロピル トリェーブトキ シシラン; yーメルカプトプロビルメチルジメトキシシラン、y -メルカプトプロピルメチルジエトキシシラン、γーメル カプトプロピルトリメトキシシラン、ャーメルカプトプ ロピルトリエトキシシラン、ッーメルカプトプロビルト リイソプロポキシシラン、ヮーメルカプトプロピルトリ tープトキシシラン;βー(3.4-エポキシシクロへ 50

キシル) エチルトリメトキシシラン、 $\beta$  - (3、4-エポキシシクロヘキシル) エチルトリエトキシシラン;及び、それらの部分加水分解物;及びそれらの混合物を使用することができる。

10

【0052】結婚剤層としてオルガノアルコキシシランからなるものを用いる場合には、その少なくとも10~30重量%が2官館性シリコーン前駆体の例えばジアルコキシジメチルシランから構成されるものを用いることがより好ましい。オルガノアルコキシシランをゾルゲル10 法等に使用する場合には、3官能性シリコーン前駆体であるトリアルコキシメチルシラン等を主成分としたものを用いることによって架橋密度を向上させることができるが、本発明のように濡れ性を相違させる場合には、ジメザルシロキサン成分を含んだものよりも、横油性を向上させることができる。

【0053】また、シリコーン分子は、ケイ索原子に結合したオルガノ基としてフルオロアルキル基を含有しても良い。この場合には、未修光部の臨界表面張力が更に低下する。したがって、インキおよび機能性層用組成物と未露光部との反接性が向上し、インキまたは機能性層用組成物の付着を妨げる機能が増すとともに、インキ、あるいは機能性層用組成物として使用可能な物質の選択肢が増加することとなる。

【0054】具体的には、下記のフルオロアルコキシシランの1種または2種以上の加水分解縮合物、共加水分解縮合物から形成される。またフルオロアルキル基を含有する化合物としては、下記の化合物を挙げることができ、一般にフッ索系シランカップリング剤として知られているものを使用しても良い。

CF: (CF:) : CH: CH: Si (OCH:) :

CF, (CF,), CH, CH, Si (OCH,),

CF, (CF,), CH, CH, Si (OCH,),

CF: (CF:) · CH: CH: Si (OCH:);

(CF,):CF (CF,).CH.CH.Si (OCH,),

(CF.): CF (CF.): CH.CH.Si (OCH.):

(CF₁) : CF (CF₁) · CH₂ CH₂ S₁ (OCH₂) ·

CF: (C:H:) C:H:Si (OCH:):

CF, (CF,), (C,H,) C,H,S i (OCH,),

CF. (CF.): (C.H.) C.H.Si (OCH.):

CF: (CF:): (C:H:) C:H:Si (OCH:):

CF, (CF.), CH. CH. SiCH. (OCH.).

CF. (CF.) : CH. CH. S i CH. (O CH.) : CF. (CF.) : CH. CH. S i CH. (O CH.) :

CF: (CF:) · CH: CH: S i CH: (O CH:) ·

(CF,), CF (CF,), CH, CH, S | CH, (OC H,);

(CF:):CF (CF:) + CH: CH: S i CH: (OC

H₁),

(CF.) . CF (CF.) . CH. CH. S i CH. (OC

11

CF: (C:H:) C:H:SiCH: (OCH:):

CF: (CF:): (C:H:) C:H:SiCH: (OC

H.) :

H₁) :

CF, (CF,); (C,H,) C,H,S i CH, (OC

CF, (CF,), (C,H,) C,H,SiCH, (OCH,),

CF: (CF:) : CH: CH: Si (OCH: CH:):

CF: (CF:) · CH: CH: Si (OCH: CH:) ;

CF. (CF.), CH. CH. Si (OCH. CH.),

CF. (CF.), CH. CH. Si (OCH. CH.),

CF. (CF.), SO:N (C.H.) CH. CH. CH. S i (OCH.).

更に良好なインキおよび機能性層組成物との反接性を提供するためには、反応性の線状シリコーン、好ましくは ジメチルポリ シロキサンを低架橋密度で架橋 することに より得られる シリコーンが好ましい。代表的には、以下に示す繰り返 し単位を有するものを用いて、架橋反応させたものが好ましい。

[0055]

【化1】

(7) 特別 2002-274077

12

R¹

X + Si-O )_n Y

* 【0056】ただし、nは2以上の整数である。R'、R'はそれぞれ炭素数1~10の置換もしくは非置換のアルキル、アルケニル、アリールあるいはシアノアルキル基である。また、R'、R'が、メチル基のものが表面10 エネルギーが最も小さくなるので好ましく、モル比でメチル基が60%以上であることが好ましい。

【0057】また、分子量は、500~100000 のものが好ましく、分子量が小さいと、相対的にR'、R'の量が少ないので、極油性等が発揮されにくい。また、分子量が大きすぎると、相対的に、末端のX、Yの割合が少なくなるので、架橋密度が小さくなってしまうという問題点がある。

【0058】また、X、Yは、以下の基から選ばれ、X とYは同じでも異なっていても良く、Rは、良素数が1 0以下の炭化水素質である。

[0059]

[化2]

$$CH_3$$
  
 $-RNH_2$ ,  $-ROH$ ,  $-RCOOH$ ,  $-RCH-CH_2$ ,  $-RCH=CH_2$ .  $-RC=CH_2$ .  
 $CH_3$   
 $-NH_2$ ,  $-OH$ ,  $-COOH$ ,  $-CH-CH_2$ ,  $-CH=OH_2$ ,  $-C=CH_2$ ,

【0060】本発明に用いる反応性変性シリコーンは、 縮合して架橋を行うもの、架橋剤を用いて架橋を行うも ののいずれも用いることができる。架橋反応を縮合によって行う場合には、カルボン酸のすず、亜鉛、鉛、カル シウム、マンガン塩、好ましくはラウリル酸塩や、塩化 白金酸を触媒として添加しても良い。

- ※【0061】架権剤を用いて架橋反応をする場合には、
- 縮合して架橋を行うもの、架橋剤を用いて架橋を行うも 30 架橋剤として一般的に用いられているイソシアネートを ののいずれも用いることができる。架橋反応を縮合によ 挙げることができ、好ましくは以下の化合物を挙げるこ って行う場合には カルボン酸のすず、亜鉛、鉛、カル とができる。

[0062]

[化3]

(B)

-CH,

ĊH_OČNH(CH_)_NCO

【0063】また、反応性シリコーン化合物として、水性エマルジョン型のものを用いても良い。水性エマルジョン型の化合物は、水性溶媒を用いるので、取り扱いが容易である。

【0064】また、本発明の結着剤として使用する反応性シリコーン化合物とともに、ジメデルポリシロキサンのような架構反応をしない安定なオルガノシロキサン化合物を混合することによって根油性を高めても良い。

【0065】この場合には、反応性シリコーン化合物を含む組成物から得られた層に含まれるシロキサンの60 30 電量%以上が、反応性シリコーン化合物から得られたものであることが好ましく、60重量%より少ないとジメチルシロキサンが少なくなり 撥水性が劣るので好ましくない。

【0066】また、結着剤としては、無定形シリカ前駆体を用いることができ、一般式SiX.で表され、Xはハロゲン、メトキシ基、エトキシ基またはアセチル基等であるケイ素化合物、それらの加水分解物であるシラノール、または平均分子量3000以下のポリシロキサンが好ましい。

【0067】具体的には、テトラエトキシシラン、テトライソプロポキシシラン、テトラーnープロポキシシラン、テトラブトキシシラン、テトラメトキシシラン等が挙げられる。また、この場合には、無定形シリカの前駆体と光触媒の粒子とを非水性溶媒中に均一に分散させ、基材上に空気中の水分により加水分解させてシラノールを形成させた後、常温で脱水縮重合することにより光触媒合有膜を形成できる。シラノールの脱水縮重合を100℃以上で行えば、シラノールの重合度が増し、膜表面の強度を向上できる。また、これらの結着剤は、単独あ50

るいは2種以上を混合して用いることができる。

【0068】また、結婚剤を使用せず、酸化チタン単体での成膜も可能である。この場合には、基材上に無定形チタニアを形成し、次いで焼成により結晶性チタニアに相変化させる。無定形チタニアは、例えば四塩化チタン、硫酸チタン等のチタンの無機塩の加水分解、脱水縮合、テトラエトキシチタン、テトライソブロポキシチタン、テトラブトキシチタン、テトラメトキシチタン等の有機チタン化合物を酸存在下において加水分解、脱水縮合によって得ることができる。

【0069】次いで、400℃~500℃における焼成によってアナターゼ型チタニアに変成し、600℃~700℃の焼成によってルチル型チタニアに変成することがする。

【0070】また、オルガノシロキサン、無定形シリカの少なくともいずれかと光触媒とを含む層において、光触媒の量は、5重量%~60重量%であることが好ましく、20重量%~40重量%であることがより好ましい。

【0071】光触媒、結着剤は、溶剤中に分散して塗布 被を調製して塗布することができる。使用することがで きる溶剤としては、エタノール、インプロパノール等の アルコール系の有機溶剤を挙げることができる。

【0072】また、チタン系、アルミニウム系、ジルコニウム系、クロム系のカップリング剤も使用することができる。

【0073】光触媒を含んだ釜布被は、スプレーコート、ディップコート、ロールコート、ビードコートなど の方法により基材に塗布することができる。また結着剤

40

(9)

特別2002-274077

15

として紫外線硬化型の成分を含有している場合には、紫 外線を照射して硬化処理を行うことにより、基材上に光 触媒を含有した組成物の層を形成することができる。

【0074】アナターゼ型チタニアは励起波長が380 nm以下にあり、このような光触媒の場合には光触媒の 励起は紫外線により行うことが必要である。 紫外線を発 するものとしては水銀ランプ、メタルハライドランプ、 キセノンランプ、エキシマランプ、エキシマレーザー、 YAGレーザー、その他の紫外線光源を使用することが でき、照底、照射量等を変えることにより、膜表面の流 10 れ性を変化させることができる。

【0075】また、露光をレーザー等の微細なビームで 行う場合には、マスクを使用することなく直接に所望の パターンを描画することができるが、その他の光源の場 合には、所望のパターンを形成したマスクを使用して光 照射してパタ ーンを形成する。パターン形成 鼡のマスク は、蒸着用マスクのように金属板に形成されたもの、ガ ラス板に金属 クロムで形成されたフォトマスク、あるい は印刷用途では、製版用フィルム等を使用することがで

【0076】 本発明のパターン形成体は、クロム、白 金、パラジウム等の金属イオンのドーピング、蛍光物質 の添加、感光性色素の添加によって、可視およびその他 の波長に感受性を有するようにすることができる。例え ば、シアニン色素、カルボシアニン色素、ジカルボシア ニン色素、ヘミシアニン色素等のシアニン色素を挙げる ことができ、他の有用な色素としては、クリスタルバイ オレット、塩基性フクシンなどのトリフェニルメタン色 索等のジフェ ニルメタン色素、ローダミンB の様なキサ ンテン色素、ピクトリアブルー、ブリリアントグリー ン、マラカイ トグリーン、メチレンブルー、 ピリリウム 塩、ベンソピリリウム塩、トリメチンベンソピリリウム 塩、トリアリルカルボニウム塩等が挙げられる。

【0077】 本発明のパターン形成体の露光の際にマス クを使用する 場合には、マスクを光触媒含有層と密着器 光することにより解像度は高くなるが、感度が著しく低 下するために、100μm前後の間隔を設けて露光する ことが好ましい。

【0078】 また、マスクとパターン形成体との間隙へ 空気を吹き付けながら露光することにより、反応が促進 40 されて感度も向上し、更に中心部と周辺部の位置の違い による不均一を防止することができる。また、パターン 形成体を加熱 しながら露光することによって必度を上昇 することができる。縮小光学系を用いてマスクバターン の画像を縮小する縮小投影露光方法を用いることによっ て、微細なパターンを形成することもできる。

【0079】本発明のパターン形成体に使用することが できる基材と しては、パターン形成体あるいはパターン が形成された 素子の用途に応じて、ガラス、アルミニウ ム、およびその合金等の金属、プラスチック、織物、不 50 いて露光 6 し、図 3 (C)に示すようにパターンに応じ

織布等を挙げることができる。 また、本発明のパター ン形成体は、光触媒含有層組成物の鑑布前に、接着性向 上、表面租度の改善、光触媒の作用による基材の劣化防 止、光触媒活性低下防止等を目的として基材上にプライ マー層を形成しても良い。 プライマー層としては、シロ キサン樗造を主成分とする树脂、フン素樹脂、エポキシ 樹脂、ポリウレタン樹脂等を挙げることができる。

16

【0080】本発明のパターン形成体の一つの実施形態 としては、図1 (A) に示すように、パターン形成体1 は、基材2上に直接に、あるいはプライマー層3を形成 した後に光触媒含有組成物層41を形成しても良い。図 1 (B) に示すようにパターン情報を記録するために、 所定のパターン5の露光6を行い、図1 (C) に示すよ うに光触媒クの作用によって、シリコーン化合物のアル キル鎖をOH基とし、露光したパターンに応じて疎水性 であった表面に親水性部位8を形成し、疎水性部位9と の濡れ性の相違によってパターン情報を記録するもので

【0081】また、本発明のパターン形成体の第2の実 施形態としては、図2(A)に示すように、基材2上 に、プライマー層3を積層し、光触媒を含有する光触媒 含有組成物層42を形成し、さらに光触媒含有組成物層 上に、光を照射した際に光触媒の作用によって濡れ性が 変化する湍れ性変化物質層10を形成したものである。 図2 (B) に示すように、パターン5を用いて露光6 し、図2 (C) に示すようにパターンに応じて湍れ性が 異なる部位11を形成して、パターン情報を記録するも のである.

【0082】第2の実施形態の場合には、光触媒含有組 成物層は、結婚剤の前駆体等に光触媒を分散した組成物 を、加水分解あるいは部分加水分解した光触媒組成物層 を形成し、次いで、疎水性の有機物からなる薄膜を形成 する方法が挙げられ、光触、媒単体での成瞭も可能であ る。有機物の薄膜は、溶液の塗布、表面グラフト処理、 界面活性剤処理、PVD、CVD等の気相による成膜法 を用いることができる。

【0083】有機物としては、低分子化合物、高分子化 合物、界面活性剤等で、光触媒によって濡れ性が変化す るものを用いることができる。

【0084】具体的には、光触媒の作用により有機基が 水酸基に変化する、シラン化合物で、シランカップリン グ剤、クロロシラン、アルコキシシラン、あるいはこれ 5の2種以上の加水分解縮合物、共加水分解縮合物を挙 げることが できる。

【0085】また、第3の実施形態としては、図3

(A) に示すように、基材 2上に、光触媒含有組成物層 43を形成し、さらに光触媒含有組成物層上に、光を照 射した際に 光触媒の作用に よって分解除去 される物質層 12を形成し、図3 (B) に示すようにパターン5を用

(10)

**特朋2002-274077** 

17

て濡れ性が異なる部位13を形成してパターン情報を記 録するものである。

【0086】第3の実施形態の場合には、光触媒含有組 成物層は、結着剤の前駆体等に光触媒を分散した組成物 を加水分解、あるいは部分加水分解した光触媒組成物層 を形成し、次いで疎水性の有機物からなる薄膜を形成す る方法が挙げられ、光触媒単体での成膜も可能である。 有機物の薄膜は、溶液の塗布、表面グラフト処理、界面 活性剤処理、PVD、CVD等の気相中での成膜法を用 いて形成することができる。

【0087】具体的には、日本サーファクタント工業 製:NIKKQL BL、BC、BO、BBの各シリー ズ等の炭化水素系、デュポン社: ZONYL FSN、 FSO、旭硝子:サーフロンS-141、145、大日 本インキ:メガファックF-141、144、ネオス: フタージェント F-200、F251、ダイキン工業 ユニダインDS-401、402、スリーエム:フロラ ードFC-170、176等のフッ紫系あるいはシリコ ーン系の非イオン界面活性剤を挙げることができるが、 カチオン系、アニオン系、両性界面活性剤を用いること 20 ができる。

【0088】また、昇面活性剤以外にも、ポリピニルア ルコール、不飽和ポリエステル、アクリル樹脂、ポリエ チレン、ジアリルフタレート、エチレンプロピレンジエ ンモノマー、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリウレ タン、メラミン樹脂、ポリカーポネート、ポリ塩化ピニ ル、ポリアミド、ポリイミド、スチレンプタジエンゴ ム、クロロプレンゴム、ポリプロピレン、ポリブチレ ン、ポリスチレン、ポリ酢酸ピニル、ナイロン、ポリエ ステル、ポリプタジエン、ポリベンズイミダゾール、ポ 30 リアクリルニトリル、エピクロルヒドリン、 ポリサルフ ァイド、ポリイソプレン等のオリゴマー、ポリマーを挙 げることができる。

【0089】また、第4の実施形態は、図4 (A) に示 すように、基材2上に、プライマ一層3を形成し、次い で光触媒、結着剤および、光を照射した際に光触媒の作 用によって分解する疎水性部分14と親水性部位15か らなる光触媒分解性物質16を含有する光触媒含有組成 物層44を形成したものである。光触媒含有組成物層に 代えて光触媒と光触媒分解性物質のみからなる層を形成 40 しても良い。そして、図4 (B) に示すような所定のパ ターン5で蘇光6する。その結果、図4 (C) に示すよ うに、所定の部分に存在する疎水性部分14と親水性部 位15からなる光触媒による分解性物質16を光触媒の 作用によって分解し、表面の溢れ性を露光6 したパター ンに応じて変化した部位17を形成して、パターン情報 を記録するものである。

【0090】表面の濡れ性を変化させる物質としては、 界面活性剤のように、光触媒含有組成物層の濡れ性を、 その種類、添加量に応じて任意に設定することが可能な 50 【0097】また、組成物中に光によって変色するスピ

物質を添加することが好ましい。

【0091】湍れ性を変化させることができる物質とし ては、界面活性剤が好ましく、具体的には、日本サーフ ァクタント工業製:NIKKOL BL、BC、BO、 BBの各シリーズ等の炭化水素系、デュポン社: ZON YL FSN、FSO、旭硝子:サーフロンS-14 1、145、大日本インキ:メガファックF-141、 144、ネオス:フタージェント F-200、F25 1、ダイキン工業 ユニダインDS-401、402、 10 スリーエム:フロラードFC-170、176等のフッ **素系あるいはシリコーン系の非イオン界面活性剤を挙げ** ることができるが、カチオン系、アニオン系、両性界面 活性剤を用いることができる。

16

【0092】また、界面活性剤以外にも、ポリピニルア ルコール、不飽和ポリエステル、アクリル樹脂、ポリエ チレン、ジアリルフタレート、エチレンプロビレンジエ ンモノマー、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリウレ タン、メラミン樹脂、ポリカーポネート、ポリ塩化ビニ ル、ポリアミド、ポリイミド、スチレンプタジエンゴ ム、クロロプレンゴム、ポリプロピレン、ポリプチレ ン、ポリスチレン、ポリ酢酸ビニル、ナイロン、ポリエ ステル、ポリプタジエン、ポリベンズイミダゾール、ポ リアクリルニトリル、エピクロルヒドリン、ポリサルフ ァイド、ポリイソプレン等のオリゴマー、ポリマーを挙 げることができる。

【0093】また、光触媒は5ないし60重量%、無定 形シリカ95ないし40重量%、光触媒の作用によって 濡れ性が変化する物質は、0.1ないし55重量%の組 成物を用いることが好ましい。

【0094】本発明のパターン形成体は、組成物中の光 触媒の作用によって表面エネルギーが変化し、濡れ性が 変化した部位は、印刷インキの受容性が変化しているの で、印刷版として使用することができる。

【0095】そして、本発明のパターン形成体を印刷版 原版とした場合には、湿式現像等の必要がなく、光醇光 と同時に印刷版の作製が完了するという特徴を有してい る。また、本発明のパターン形成体へのパターン形成 は、製版フィルム等を介して露光を行っても良いし、レ ーザー等で直接措面を行っても良い。

【0096】また、印刷版原版を作製する場合には、オ フセット印刷版として一般に用いられているアルミニウ ムなどの基材を用いることができるが、緞布、不総布な どからなるスクリーン上に 光触媒含有組成物層を塗布 し、鉄光によってパターンを形成しても良い。また、基 材がプラスチックなど光触媒の光酸化作用により劣化す る怖れのあるものは予め基材上にシリコーン、フッ素樹 脂などを被覆して保護層を形成しても良く、茘材の形状 は、シート状、リボン状、ロール状等の任意の形態のも のを用いることができる。

20

特別2002-274077 (11)

19

ロピラン等のフォトクロミック材料あるいは光触媒の作 用により分解される有機色素等を混合することにより、 形成されたパターンを可視化しても良い。

【0098】また、未露光部を印刷インキ受容性、かつ 湿し水反撥性に設計すると通常の湿し水を用いたオフセ ット印刷版としても使用できる。

【0099】 本発明のパターン形成体が、パターンが積 層された素子に使用される場合には、パターン形成体の 表面の濡れ性を調整することにより、様々な基材上に様 々な機能性層をパターン状に形成することができる。機 10 能性とは、光学的(光選択吸収、反射性、遮光性、偏光 性、光選択透過性、非線形光学性、蛍光あるいはリン光 等のルミネッセンス、フォトクロミック性等)、磁気的 (硬磁性、軟磁性、非磁性、透磁性等)、電気・電子的 (導館性、絶縁性、圧電性、焦電性、誘電性等)、化学 的(吸着性、脱着性、触媒性、吸水性、吸油性、イオン 伝導性、酸化還元性、鑑気化学特性、エレクトロクロミ ック性等)、機械的(耐摩擦性等)、熟的(伝熱性、断 熟性、赤外線放射性等)、生体機能(生体適合性、抗血 栓性等)等の特性を意味する。

【0100】機能性聚子は、機能性層用組成物をパター ン形成体上に塗布することによって作製することができ る。機能性層用組成物としては、パターンを形成したパ ターン形成体の未露光部が撥水あるいは撥脳等の反極性 を示し、鶴光部にのみ湍れる組成物を用いることができ る。この場合には、パターン形成体の未降光部は、臨界 表面張力が50mN/m以下で、好ましくは30mN/ m以下であることが望ましい。好ましい物質としては、 シリコーン樹脂、フルオロカーポン基を有するシリコー ン樹脂等が挙げられる。また、機能性増用組成物は、パ 30 ターン形成体の未露光部での臨界表面張力以上の表面張 力を示す材料 からなることが 望ましい。

【0101】この場合、機能性層用組成物としては、紫 外線硬化型モノマー等に代表される溶剤で希釈していな い被状組成物 や、溶剤で希釈 した液体状組成 物などが挙 げられる。溶剤で希釈した液体状組成物の場合には、溶 剤が水、エチレングリコール等の高表面張力を示すもの が好ましい。

【0102】また、機能性層用組成物としての粘度が低 いほど短時間にパターン形成が可能となる。ただし、溶 40 剤で希釈した液体状組成物の場合には、パターン形成時 に溶剤の揮発による粘度の上昇、表面張力の変化が起こ るため、溶剤が低揮発性であることが望ましい。

【0103】 機能性層用組成物は、ディップコート、ロ ールコート、プレードコート等の鉋布手段、インクジェ ット等を含むノズル吐出手段、無電解めっき等の手段を 用いて形成される。また、機能性層用組成物の結着剤と して紫外線、熱、電子線等で硬化する成分を含有してい る場合には、硬化処理を行うことにより、基体上にパタ ーン形成体を介して様々な機能を有する層をパターン状 50

に形成することができる。

【0104】また、全面に機能性層を形成した後、露光 部あるいは未露光部と機能性層の界面の接着力差を利用 し、例えば粘着テープを密着した後に粘着テープを引き 剥がすことによる剥離、空気の吹き付け、溶剤による処 理等の後処理によって未露光部上の機能性層を除去し、 パターン化することができる。

20

【0105】また、未露光部、露光部はそれぞれ、完全 に機能性層を反撥あるいは付着する必要はなく、付着力 の違いによって付着量の異なるパターンが形成できる。 【O106】また、機能性層は、PVD、CVD等の真 空成膜手段を用いても形成される。たとえ、全面に積層 された場合にも、露光部あるいは未露光部と機能性層の 接着力の違いを利用すれば、例えば粘着テープによる剥 離、空気の吹き付け、溶剤処理等の後処理によってパタ ーン化することができる。ほた、真空成膜手段による場 合には、パクーン形成体の全面に積層する方法のみでは なく、餞光部あるいは未露光部との反応性を利用して、 露光部あるいは未露光部に選択的に機能性層を形成して わ良い。

[0107]機能性層用組成物としては、パターン形成 体上に屈形成することによってのみで、機能性層として の特性を示すものはもちろん、層形成のみでは機能性層 としての特性を示さず、層形成の後に薬剤により処理、 紫外線、熱等による処理等が必要なものも含む。

【0108】次に、本発明のパターン形成体を用いて作 製することができる案子について説明する。

【0109】液晶表示装置等に用いられるカラーフィル ターは、赤、緑、青等の複数の着色画素が形成された高 精細なパターンを有しているが、本発明のパターン形成 体を適用することによって 高精細なカラーフィルターを 製造することができる。例えば、透明ガラス基板上に形 成された光触媒合有層上に、パターン露光後にカラーフ ィルタ―形成用の着色剤含 有組成物を塑布すると、露光 部の濡れ性の変化によって、露光部のみに着色剤含有組 成物が発布されるので、着色剤含有組成物の使用量を減 少させることができる。また、パターン上のみに着色剤 含有組成物層が形成されるので、着色剤含有組成物とし て感光性樹脂組成物を用いるならば、塗布後の光硬化処 理のみで、現像等を行うことなく高解像度のカラーフィ ルターを可能である。

【0110】また、マイクロレンズの製造に本発明のパ ターン形成体を用いることができる。例えば、透明基材 上に積層された光触媒含有層上に円形に露光を行い、衝 れ性が変化した円形のパターンを形成する。次いで、濡 れ性が変化した部位上にレンズ形成用組成物を滴下する と、鋸光部のみに濡れ広がり、更に滴下することによ り、液滴の接触角を変化させることができる。硬化すれ

- ば、様々な形状あるいは焦点距離のものが得られるの
- で、高精細なマイクロレンズを得ることが可能である。

(12)

特別2002-274077

21

【0111】 また、無電解めっきによる金属膜形成方法 に本発明のパターン形成体を用いることによって所望の パターンの金属膜を形成することができる。

【0113】また、真空成膜技術を用いた金属等のパターンを形成する方法に本発明のパターン形成体を用いることができる。

【0114】例えば、光照射によって接着性の大きなパターンを作製し、次いで真空下で金属成分を加熱して蒸着して、アルミニウムなどの金属成分をパターン形成体の全面に蒸着して、金属の薄膜を形成する。パターンを形成した部分とそうでない部分では金属の薄膜の付着強度に盛いが生じるので、薄膜表面に粘着剤を押し当てて20剥離する方法、緊剤によって剥離する方法等によってパターン状の金属の薄膜を形成することができる。

【0115】粘着剤を用いて剥離する場合には、薄膜表面に、粘着剤を強布したシートの粘着面を接触した後に、粘着剤を強布したシートを剥がすと、パターン形成部とパターンを形成していない部分の接着性の相違によってパターン形成部分以外の薄膜は剥離し、金属のパターンが形成できる。この方法によれば、レジストのパターンを形成することなく金属のパターンを形成することが可能であり、印刷法によるよりも高精細なパターンを 30 有する、プリント基板や電子回路紫子等を作製することができる。

【0116】以下に図面を参照して、本発明の素子の作 製方法を説明する。

【0117】図9に、本発明の素子の作製方法の一例を 説明する図であり、断面を説明する図である。

【0118】図9(A)のパターン露光工程において、A1に示すように、基材2上に光触媒含有層4を設けたパターン形成体1に、フォトマスク20を用いて形成すべき素子のパターンに応じた露光6、あるいはA2に示 40 すようにパターン形成体1に紫外線域の波長のレーザ21等を用いて直接に描画して、パターン形成体上の表面に濡れ性が異なる部位13を形成する。

【0119】次いで、図9 (B)の全面成膜工程で、B 1で示すようなブレードコータ22を用いた発布、ある いはB2に示すようなスピンコータ23を用いた塗布、 B3で示す蒸着、CVD等の真空を利用した成膜手段2 4によって、パターン形成体の全面に機能性層25を形成する。

【0120】パターン形成体上に形成された機能性層2 50

5は、パターン形成体の鷗光によって生じた表面エネルギーの違いによって、露光部と未露光部では接着力が相違している。

【0121】次いで、図9 (C) の剝離工程で、粘着テープ26の粘着面を密着した後に、端部より引き剝がすことによって、未露光部に形成された機能性層を剥がす方法、空気噴射ノズル27から空気を噴射する方法、あるいは剥離用薬剤によって、接着力が小さな部分から機能性層を除去することによって、機能性層28を形成する

【0122】図10は、本発明の素子の作製方法の他の実施例を説明する図であり、断面を説明する図である。 【0123】図9と同様に、図10(A)で示すような方法で、パターン形成体1上に、機能性暦25を形成する。次いで、図10(B)で示すように、素子形成用基材29を密着する。

【0124】次いで、図10(C)に示すように、素子 形成用基材29上に機能性層25を転写して機能性層2 8を有する索子を形成する。

20 【0125】図11は、本発明の素子の作製方法の他の 実施例を説明する図であり、断面を説明する図である。 【0126】図11(A)で示すように、基材2上に光 触媒合有層4を設けたパクーン形成体1に、フォトマス ク20を用いて形成すべき 漢子のパターンに応じた終光 6を行い濡れ性が変化した部位13を形成する。

【0127】次いで、図11(B)に示すように、シート30上に熟溶剤性組成物層31を形成した熱転写体32の熟溶剤性の組成物層の形成面をバターン形成体の露光面に密着する。

30 【0128】次いで、図11 (C) に示すように、熱板 写体32のシート側から加熱板33を押し当てる。

【0129】次いで、図11(D)に示すように、冷却 後に熱振写体32を引き剝がし、最後に図11(E)に 示すようなパターン5を形成した。

【0130】図12は、本発明の案子の作製方法の他の 実施例を説明する図であり、断面を説明する図である。

【0131】図12(A)に示すように、パターン形成体1にフォトマスク20を用いて翻光をし、顔光によって未露光部と濡れ性が変化した部位13を形成した。

【0132】図12(B)に示すように、吐出ノズル35から、円形のパターンに向けて紫外線硬化性樹脂組成物36を吐出する。

【0133】図12 (C) に示すように、未露光部と露 光部の濡れ性の相違によって、露光部に吐出した紫外線 硬化性樹脂組成物は、界面張力の相違によって盛り上が る。

【0134】 次いで、図12(D)に示すように、硬化 角紫外線37を照射することによってマイクロレンズ3 8を形成することができる。

[0135]

(13)

特開2002-274077

23

【実施例】以下に、実施例を示し本発明を説明する。 【0136】実施例1

グラスカHPC7002(日本合成ゴム)30g、アル キルアルコキシシランであるグラスカHPC402H (日本合成ゴム) 10gを混合し、撹拌装置によって5 分間撹拌した。この溶液をスピンコーティング法によ り、面積が7.5cm゚のガラスからなる基材に強布 し、150℃の温度で10分間乾燥し、厚さ2μmのナ トリウムイオンブロック層を形成した。

【0137】次に、グラスカHPC7002 (日本合成 10 ゴム) 15g、グラスカHPC402H(日本合成ゴ A) 5g、チタニアソル(日産化学製 TA-15)を 混合した。この溶液をスピンコーティング法により、ナ トリウムイオンプロック層を形成した基材上に塗布し た。これを150℃の温度で10分間乾燥することによ り、加水分解、重縮合反応を進行させ、光触媒がオルガ ノポリシロキサンによって強固に固定した厚さ3μmの 光触媒含有層を有するパターン形成体を作製した。

【0138】得られたパターン形成体にキセノンランプ を6.6mW/cm'の照度で紫外線照射を行い、水に 20 対する接触角の経時変化を接触角測定器(協和界面科学 製CA-Z型)により測定した。結果を図5に示す。図 より、接触角が徐々に減少し10°以下となることがわ かる。また、格子状のマスクを介して紫外線照射するこ とにより、キセノンランプで 6. 6 mW/c m2の服度 で6時間照射し、照射部9°、未照射部102°の濡れ 性が異なるパターンの形成を行うことができた。

【0139】 実施例2

厚さり、15mmの脱脂したアルミニウム板上に、プラ イマー層形成用組成物 (関西ペイント製 カンコート9 30 0T-25-3094) の20重量%ジメチルポルムア ミド溶液を強布し、200℃において1分間乾燥し、3 и пのプライマー層を得た。このプライマー層上に実施 例1記載の光触媒含有層を形成し、水なし印刷版原版を 得た。

【0140】 次いで、Nd: YAGレーザー (355n m ラムダフィジックStar Line)を用い、記 録エネルギーは、300m J / c m¹ としてパターン形 成を行った。得られた印刷版をオフセット印刷機(アル ファー技研製 アルファーニューエース) に取り付け、 水なし印刷用インキ (ザ・インクテック製 インクテッ クウォーターレス 5 藍)を用いて、5000枚/時の印 刷速度でコート紙に印刷を行ったところ2万枚の良好な 印刷物が得られた。

【0141】また、レーザーに代えて、175線/イン チで、2%から98%の網点を有するグラデーションネ ガフイルムを介してキセノンランプにより露光した点を 除いて同様にして印刷を行ったところ良好な印刷物が得 られた。

【0142】実施例3

24

シリカゾルであるグラスカHPC7002(日本合成ゴ ム) 3g、アルキルアルコギシシランであるHPC40 2H (日本合成ゴム) 1g を混合し、5分間攪拌した。 この溶液をスピンコーティング法により面積が7.5c m'のガラス製の基材に塗布し、膜厚2μmのナトリウ ムイオンプロック層を形成した。

【0143】 次にインプロ ピルアルコール 3g、シリカ ゾル (日本合成ゴム製 グラスカHPC 7002) 0. 15g、アルキルアルコキシシラン(日本合成ゴム製 グラスカHPC402H) U. 25g、フルオロアルコ キシシラン (トーケムプログクツ製 MF-160E: N-[3-(トリメトキシシリル)プロピル]-N-エ チルパーフルオロオクタンスルホンアミドのイソプロピ ルエーテル 50重量%溶液) 0. 15gを混合した。得 られた分散被を20分間、100℃に保持しながら攪拌 した。その後、酸化チタン(石原族業製 酸化チタン塗 布用液 ST-K01:固形分濃度10重量%)を2g 添加し、さらに30分間攪拌した。

【0144】この分散液を先に作製したナトリウムブロ ック層を形成した基材にスピンコーティング性により鉄 布した。これを150℃の温度で10分間乾燥すること により、加水分解、重縮合反応を進行させ、光触媒がオ ルガノポリ シロキサンによって強固に固定化された膜厚 3μmの光触媒含有層を形成した。得られた光触媒含有 層の表面の平均租さを触針法により測定したところ、R a=2nm  $\tau$  b o  $t_a$ 

【0145】また、格子状のマスクを介して高圧水銀灯 を70mW/cm゚の照度で2分間紫外線照射をおこな い、水およびnーオクタンに対する接触角を接触角測定 器(協和界面科学製CA- Z型)により測定した結果を 表4に示す。

【0146】 実施例4

実施例3と同様の方法でナトリウムイオンプロック層を 作製し、次にイソプロピルアルコール3g、オルガノシ ラン (東芝シリコーン製TSL8113) 0. 4g、フ ルオロアルコキシシラン (トーケムプロダクツ製 MF −160E:N− [3− (トリメトキシシリル) プロピ ル] - N - エチルパーフル オロオクタンス ルホンアミド のイソプロピルエーテル50重量%溶液) 0.15g、 酸化チタン (石原産業製 酸化チタン塗布用液 ST-KO1: 固形分濃度10重量%) を2g添加混合した。 得られた分散液を20分間、100℃に保ちながら攪拌 した。この分散液をスピンコーティング法によりナトリ ウムイオンブロック層を形成した基材上に鐙布した。こ れを150℃の温度で10分間乾燥させることにより加 水分解、重縮合反応を進行させ、光触媒がオルガノシロ キサン中に強固に固定化された厚さ3 μmの光触媒含有 層を形成することができた。得られた光触媒合有層の表 面の平均粗さを、実施例3と同様に、触針法により測定 したところ、Ra=2nmであった。また、光触媒含有

(14)

10

特別2002-274077

2.5

層上に格子状のマスクを介して高圧水銀灯を 70mw/ cm'の照度で2分間紫外線照射を行い、水およびn-オクタンに対する接触角を接触角測定器(臨和界面科学 製 CA-2型) により測定した結果を表4に示す。

#### 【0147】実施例5

ポリカーポネート基材上に、実施例4に記載と同様にス ピンコートによって厚さ O. 3 m m の光触媒含有層を形 成し、光触媒含有層上に、501p/mmの解像度のデ ャートマスクを介して高圧水銀灯を70mW/cm゚の 照度で2分間紫外線照射を行った。

【0148】得られた光触媒含有層上に、表面張力が既 知の種々の液体を満下して、接触角を接触角測定器(協 和界面科学製 CA-Z型)によって測定し、2ism anプロットによって臨界表面張力を求めたところ、未 露光部の臨界表面張力は14.6mN/m、露光部では 72. 3mN/mであった。

【0149】次いで、水なし平版インキ(ザ・インクテ ック製 インクテックウォーターレスS藍)をRIテス ター(石川島産業機械製 RI-2型)を用いて、露光 済み光触媒含有層上に全面塗布した。図6に示すよう に、未露光部は、極油性によりインキがはじき、露光部 のみに選択的に塗布され、透明なポリカーポネートの基 材2上に光触媒層4を介して501p/mmの弦色スト ライブ状のパターン18が得られた。

#### 【0150】実施例6

シリカソルであるグラスカHPC7002(日本合成ゴ ム)3g、アルキルアルコキシシランであるHPC40 2H (日本合成ゴム) 1gを混合し、5分間攪拌した。 この溶液をスピンコーティング法により厚さ 0. 15 m mの脱脂したアルミニウム板上に塗布し、膜厚2μmの 30 プライマー層を得た。

【0151】次いで、このプライマー層上に、実施例3 および4記載の光触媒含有層を形成し、水なし印刷版原 版を得た。

【0152】炊いで、Nd:YAGレーザー(355n m ラムダフィジックStar Line)を用い、記 錄エネルギーは、200m J / c m² としてパターン形 成を行った。得られた印刷版をオフセット印刷基(アル ファー技研製 アルファーニューエース)に取り付け、 水なし印刷用インキ(ザ・インクテック製 インクテッ 40 クウォーター レス S 監)を用いて、5000枚/時の印 刷速度でコート紙に印刷を行ったところ2万枚の良好な 印刷物が得られた。

【0153】また、レーザーに代えて、175線/イン チで、2%から98%の網点を有するグラデーションネ ガパターンを介して高圧水銀灯を70mW/cm゚の紙 度で2分間紫外線照射を行って同様に印刷特性を評価し たところ良好な印刷物が得られた。

### 【0154】 実施例 7

実施例3と同様の方法でナトリウムイオンブロック層を 50 実施例3と同様の方法でナトリウムイオンブロック層を

26

作製し、次にイソプロピルアルコール3g、オルガノシ ラン (東芝シリコーン製TSL8113) 2. 2g、フ ルオロアルコキシシラン (トーケムプロダクツ製 MF -160E:N-[3-(トリメトキシシリル)プロピ ル] -N-エチルパーフルオロオクタンスルホンアミド のイソプロビルエーテル50重量%溶液) 0.15g、 酸化チタン粉末(石原産業製 ST-21 平均粒径2 Onm) O. 2gを混合した。得られた分散液を20分 間、100℃に保ちながら攪拌した。この分散液をスピ ンコーティング法によりナトリウムイオンプロック層を 形成した基材上に塗布した。これを150°Cの温度で1 0分間乾燥させることにより加水分解、重縮合反応を進 行させ、光触媒がオルガノシロキサン中に強固に固定化 された厚さ 3 μ m の光触媒含有層を形成することができ た。得られた光触媒含有層の表面の平均粗さを、触針法 により測定したところ、Ra=4mmであった。また、 光触媒合有層上に格子状のマスクを介して、高圧水銀灯 を70mW/cm'の照度で5分間紫外線照射を行い、 水およびπ ーオクタンに対する接触角を接触角測定器 (協和界面科学製 CA-2型) により測定した結果を 表4に示す。

#### 【0155】実施例8

実施例 7 に記載の方法で作製した厚さ 0. 3 μ mの光触 媒含有層に、大きさが150×300μmの遮光層が3 0 μ α 間隔で配置されたマスクを介して両圧水銀灯を7 OmW/cm'の照度で5分間紫外線照射を行った。

【0156】得られた光触媒含有層上に、表面張力が既 知の種々の液体を摘下して、接触角を接触角測定器(協 和界面科学製 CA-Z型)によって測定し、Zism anプロットによって臨界界面預力を求めたところ、未 露光部の臨界表面張力は15.4mN/m、露光部では 73. 3mN/mであった。

【0157】次いで、カーポンプラック(三菱化学製 #950) 4g、ポリピニルアルコール(日本合成化学) 製 ゴーセノール AH-26) 0.7g、水95.3 gを混合し、加熱溶解して、12000rpmで遠心分 離して1μmのガラス製フィルタで歯過し、遮光性組成 物を得た。

【0158】得られた遮光性組成物の表面張力を表面張 カ計(協和界面科学製 PD-2型)で測定したとこ ろ、37.5mN/mであった。

【0159】これをプレードコーターによって、プレー ド間隙 40 μm、速度 0. 6 m/分で露光 済み光触媒層 上に全面途布した。図7に示すように、宋鑑光部は遮光 性組成物をはじき、露光部のみに選択的に塗布され、1 00℃で30分間加熱することにより、ガラスからなる 悲材 2 上に光触媒層 4 を介して格子状の遮光性バターン 19が得られた。

### 【0160】実施例9

(15)

特開2002-274077

27

作製し、次にイソプロピルアルコール3g、オルガノシ ラン (東芝シリコーン製TS L 8 1 1 3) 2. 2 g、フ ルオロアルコ キシシラン (トーケムプロダク ツ製 MF -160E: N- [3- (トリメトキシシリル) プロピ ル] -N-エチルパーフルオロオクタンスルホンアミド のインプロピルエーテル50 重量%溶液) 0. 15 g、 酸化チタン粉末(石原産業製 ST-21 平均粒径 2 Qnm) O. 2gを混合した。得られた分散液を20分 間、100℃に保ちながら撹拌した。この分散液をスピ ンコーティング法によりナトリウムイオンプロック層を 10 形成した基体上に塗布した。これを150℃の温度で1 0分間乾燥させることにより加水分解、重縮合反応を進 行させ、光触媒がオルガノシロキサン中に強固に固定化 された厚さ3 umの光触媒合有層を形成することができ た。得られた光触媒含有層の委面の平均組さを、実施例 1と同様に、触針法により測定したところ、Ra=4n mであった。また、光触媒含有層上に格子状のマスクを*

* 介して、高圧水銀灯を70 mW/cm²の照度で5分間 紫外線照射を行い、水およびnーオクタンに対する接触 角を接触角測定器(協和界面科学製 CA-2型)によ り測定した結果を表4に示す。

28

#### 【0161】実施例10

実施例3と同様の方法でガラス基材上にナトリウムイオ ンプロック商を形成した。 次いで、実施例9と同様の方 法で光触媒含有層を形成し、実施例9と同様の方法で戯 光を行った。

【0162】未露光部および露光部をX線光電子分光装 置 (V. G. Sientific社ESCALAB22 0-I-XL) によって元添分析を行った。シャリーの バックグラウンド補正、スコフィールドの相対感度係数 補正により定量計算を行い、得られた結果をSiを10 0とした場合の重量による相対値で表1に示す。

[0163]

#### 【表1】

	Si	С	0	Τi	F
未腐光部	100	9 B	179	21	40
<b>欧光郎</b>	100	2 1	220	20	0

【0164】露光により、炭素およびフッ紫量の割合が **被少し、酸素の割合が増加することを示しており、実施** 例9の結果から、水に対する接触角が減少していること を考慮すれば、露光の結果、ケイ索原子に結合していた メチル基、フルオロアルキル基等の有機基が、水酸基等 の酸素含有基に置換されたものと考えられる。

## 【0165】 実施例11

実施例3と阿様の方法でナトリウムイオンブロック層を 作製し、次にインプロピルアルコール3g、オルガノシ ラン (東芝シリコ〜ン製TSL8113) O. 4g、フ 30 ルオロアルコキシシラン (トーケムプロダクツ製 MF -160E: N- [3- (トリメトキシシリル) プロピ ル] -N-エチルパーフルオロオクタンスルホンアミド のイソプロビルエーテル50 重量%溶液) 0.75g、 酸化チタン (石原産業製 酸化チタン競布用被 ST-K01: 固形分濃度10重量%) 2gを混合した。得ら れた分散液を60分間、100℃に保ちながら提拌し た。この分散液をスピンコーティング法によりナトリウ ムイオンブロック層を形成した基体上に塗布した。これ を150℃の温度で10分間乾燥させることにより加水 分解、重縮合反応を進行させ、光触媒がオルガノシロキ サン中に強固に固定化された厚さ3μmの光触媒合有層 を形成することができた。また、光触媒合有層上に格子 状のマスクを介して高圧水銀灯を70mW/cmiの照 度で10分間 紫外線照射を行い、水およびn ーオクタン に対する接触角を接触角測定器(協和界面科学製 CA - 2型)により測定した結果を表4に示す。

【0166】 実施例12

実施例4と同様の方法で、厚さ0.3μmの光触媒含有 層を形成した。100μmのピッチの遮光層を有するマ 50 スクを介して、高圧水銀灯を70mW/c miの照度で 2分間紫外線照射を行った。カラーフィルターの着色画 素形成用の成光性樹脂組成物をディスペンサー(EFD 社製 1500XL) によって海下すると露光部に濡れ 広がり、回索を形成することができた。

# 【0167】実施例13

イソプロピルアルコール3g、オルガノシラン(東芝シ リコーン製TSL8113) 0. 3g、フルオロアルコ キシシラン (トーケムプロダクツ製 MF-160E: N-[3-(トリメトキシシリル) プロピル] -N-エ チルパーフルオロオクタンスルホンアミドのイソプロピ ルエーテル50重量%溶液)0.45g、酸化チタン (石原産業製 酸化チタン 塗布用液 ST-K01: 箇 形分濃度10重量%)2gを混合した。得られた分散液 を20分間、100℃に保ちながら攪拌した。この分散 液をスピンコーティング法により厚さ0. 3mmのアル ミニウム基材上に強布した。これを150℃の温度で1 0分間乾燥させることにより加水分解、重縮合反応を進 行させ、光触媒がオルガノ シロキサン中に 強固に固定化 された厚さ0.5μmの光触媒含有層を形成した。

【0168】得られたパターン形成体を熱板上で稵々の 温度に加熱した状態で、超高圧水銀灯(ウシオ電機製 UXM-3500、ML-40D型ランプハウス)か ら、熱線を取り除いて、241nm~271nmの紫外 光のみを、8.1mW/cm゚の触度で300秒間照射 し、水に対する接触角を接触角測定器(協和界面科学製 CA-2型)により測定した結果を表2に示すように、 加熱によって光触媒反応が促進されることを示してい る。

[0169]

(16)

29

特網2002-274077

30

#### 【表2】

	露光前	<b>露光後</b>	
25℃	1,30,	118°	
60°C	130	40°	
1000	130°	5° 以下	

#### 【0170】 実施例14

実施例3と同様の方法で、縦10cm、横10cmの石 英ガラス上に、光触媒含有層を形成した。光透過部の大 きさが150 μm×300 μmで、30 μmの間隔に配* * 置されたネガ型のフォトマスクを、パターン形成体上 に、密着および100μmの間隙を設けて配置して商圧 水銀灯で、320nm~390nmの紫外光を70mW /cm¹の照度で2分間照射した後に、水に対する接触 角を接触角測定器(協和界面科学製 CA-Z型)によ り測定し、結果を表3に示す。

[0171] 【表3】

	未露光部	鹰光部
告着したもの	113"	97°以下
100 μ皿の関隔を設けたもの	1 1 3°	5 以下

## 【0172】 実施例15

実施例14と同様に100μmの間隙を設けるととも に、パターン形成体の露光面上に空気を吹き付けた状態 で同様に露光すると、露光部は70秒間で、水の接触角 が5'以下となった。

【0173】実施例16

縦10cm、横10cm、厚さ0、1cmのガラス基材※

※上に、実施例10と同様に、プライマー層、光触媒含有 層を形成した。縦、横が100μmの遮光部を20μm の間隔で形成したフォトマスクを介して、高圧水銀灯か 5、320 nm~390 n mの紫外光を70 mW/cm 「の照度で?分間照射した。

【0174】次いで、厚さ10µmのポリエステルフィ ルム上に、熱溶融性インキ層として、以下の組成

カーボンブラック (三菱化学工業製 #25)

:20 重量部 エチレンー酢酸 ビニル共重合体 (三井デュポンポリケミカル製):10重量部

カルナパワックス

電量型01: : 60 重量部

パラフィンワックス(日本精蝋製 HNP-11)

からなる熱溶融性インキ組成物層を形成したインキリポ ンをパターン露光した光触媒含有層上に密着させて、9 0℃に加熱した後に、150mm/秒の速度で、70度 の角度でインキリボンを引き剥がした。

【0175】パターン形成体の未露光部にはインキは付 着せず、露光部のみにインキが転写され、遮光性のパタ ーンを形成することができた。

# 【0176】 実施例17

縦10cm、横10cm、厚さ0.1cmのガラス基材 上に、実施例10と同様に、プライマー層、光触媒含有 層を形成したパターン形成体を作製した。得られたパタ ーン形成体に 5 μ μ の幅の線を線幅と同じ間隔を設けて 形成したフォトマスクを介して、高圧水銀灯から、32 0~390nmの紫外光を70mW/cm[®]の照度で7 分間服射した。

【0177】次いで、光照射したパターン形成体を化学 めっき用のセンシタイザー液 (上村工業製 ガラス・セ 40 ラミック用S-10X)を希釈した12.5ml/1の 渡度の液に25℃において20秒開揺動しながら浸漬し た後に、水洗後、還元触媒付与液(上村工業製 パラジ ウムコロイド 触媒 A-10X) を希釈した12.5m 1/1の濃度の液に25℃において20秒間揺動しなが ら浸漬した後に、80℃の無電解ニッケルめっき液(上 村工業製 ニムデンLPX) に1時間揺動浸漬処理する ことによって、露光部に膜厚 0. 5μmのニッケル層を 形成することができた。

【0178】更に、90℃の無電解金めっき裕(上村工★50

★衆製 ELGB511)に、5分間揺動しながら浸漬し て、ニッケルパターン上に厚さ0.1μmの金層を形成 し、更に60℃の厚付用無電解金めっき浴(上村工業製 GOBEL2M) に1時間揺動しながら浸漬して、膜 厚2μmの金を形成した。

【0179】 実施例18

縦10cm、横10cm、厚さ0.1cmの石英ガラス 基材上に、実施例4と同様の組成物をスピンコートして 膜厚 0. 4 μ m の光触媒層を形成した。次いで、閉口部 が23μm×12μmの長方形のパターンを形成したフ オトマスクを介して水銀ランプにより 7 0 mW/cm² の照度で90秒間露光し、光触媒含有層上に表面エネル ギーの高い長方形のパターンが形成された透明基材を得 た。

【0180】次いで、得られた透明基材の全面に真空度 1×10 Torr、蒸着速度1nm/秒の速度で以下 の化学構造式を有するペリレン系質料の轉膜を真空蒸着 した。次いで、鞍膜の表面をアセトンにて洗浄したとこ ろ、露光部と未露光部の接着性の違いにより、未露光部 のみ蒸巻膜が剥離し、23 μm×12μmの長方形の赤 **角顔料の長方形のパターンを形成することができた。** 

[0181]

[(K.4.]

(17)

#### 【0182】 実施例19

厚さ100μmのポリイミドフィルム上に、実施例4と 同様の組成物をスピンコートして膜厚0.4μmの光触 媒合有層を形成した。これに、幅50μmで描画された 回路パターンを有するネガ型フォトマスクを介して、水 10 銀ランプにより70mW/cm'の照度で90秒間露光 し、光触媒合有層上に表面エネルギーの高い部分が形成 された透明基材を得た。

【0183】次いで、得られた透明基材の全面に真空度 1×10 「Torr、蒸着速度4nm/秒の速度でアル ミニウムを真空蒸着した。次いで、アルミニウム薄膜の 表面を、セロハン粘着テープ(セキスイ製」IS Z 1522)によって135度、300mm/秒の速度で 引き剥がしたところ、露光部と未露光部のアルミニウム 薄膜の接着性の違いにより蘇光部と未露光部のアルミニ 20 ウム薄膜と透明基材との接着性の違いにより、未露光部 のみ蒸着膜が剥離し、幅50μm、膜厚0.1μmの幅 の回路の形成された回路パターンを得ることができた。 【0184】実施例20

石英ガラス上に、実施例4と同様の組成物をスピンコートして쨙厚0.3μmの光触媒含有層を形成した。光触媒合有層上に開口部直径5mmのマスクを介して、水銀ランプにより70mW/cm³の照度で2分間紫外線照射を行った。

【0185】得られた光触媒含有層上に、表面張力が既 30 知の種々の液体を滴下して、接触角を接触角測定器(協和界面科学製CA-Z型)によって測定して、2ismanブロットによって臨界表面張力を求めたところ、未露光部の臨界界面張力は、14.6mN/m、露光部では72.3mN/mであった。

【0186】次いで、紫外線硬化型モノマー(荒川工業製 ビームセット 770)100重量部、硬化開始剤 (チバスペシャリティケミカルズ製イルガキュア1700)5 電景部を混合した組成物を作製した。

【0187】得られた紫外線硬化型モノマー組成物の表 40 面張力を表面張力計(協和界面科学製 PD-Z型)によって測定したところ、35mN/mであった。また、粘度を粘度計(秋父小野田製 CJV5000)にて測定したところ、4.3mPa・秒であった。この紫外線硬化型モノマーを、露光済みの光触媒含有層上にスピン*

特別2002-274077

32

* コートによって全面塗布した。

【0188】 宋露光部は、紫外線硬化型モノマー組成物を反撥し、露光部のみに選択的に塗布された。次いで、 高圧水銀灯により70mW/cm³の照度で3分間紫外 線照射したところ、紫外線で硬化した樹脂の直径5mm の円形パターンが得られた。

【0189】比較例1

市販のオフセット印刷用原版でサーマルブレートPearl dry (Presstek製)を用いて実施例3と同様に特性を評価をし、その結果を表4に示す。

【0190】比較例2

市阪のオフセット印刷用原版で水なしオフセット版 H GII (東レ製) を用いて 実施例3と同様に特性を評価 をし、その結果を表4に示す。

【0191】比較例3

フルオロアルキルシランを用いなかった点を除き実施例 4と同様の方法で光触媒合有層を形成し、実施例4と同様にして光触媒含有層の特性を評価し、その結果を表4 に示す。

【0192】比較例4

実施例3と同様の方法でナトリウムイオンプロック層を 作製し、次にイソプロピルアルコール3g、オルガノシ ラン(東芝シリコーン製TSL8113) 2.2g、フ ルオロアルコキシシラン (トーケムプロダクツ製 MF -160E:N-[3-(トリメトキシシリル) プロピ ル] -N-エチルパーフルオロオクタンスルホンアミド のイソプロビルエーテル50重量%溶液) 0.15g、 酸化チタン粉末 (石原産業製 ST-41 平均粒径5 Onm) O. 2gを混合した。得られた分散液を20分 間、100℃に保ちながら攪拌した。この分散液をスピ ンコーティング法によりナトリウムイオンプロック層を 形成した基体上に塗布した。これを150℃の温度で1 0分間乾燥させることにより加水分解、重縮合反応を進 行させ、光触媒がオルガノシロキサン中に強固に固定化 された厚さ 3 μ m の光触媒合有層を形成することができ た。得られた光触媒含有層の表面の平均粗さを、実施例 1と同様に、触針法により 測定したところ、Ra=30 mであった。また、光触媒含有層上に格子状のマスクを 介して高圧水銀灯を70mW/cm*の照度で5分開架 外線照射を行い、水およびn-オクタンに対する接触角 を接触角測定器(協和界面科学製 CA-Z型)により 測定した結果を表4に示す。

[0193]

[表4]

(18)

特別2002-274077

33

	露光部		未	露光部
	水	ローオクタン	水	ローオクタン
実施例3	5"以下	5° 以下	113°	16
<b>英施例 4</b>	5" 以下	5"以下	107*	47°
実施例7	5°以下	5'以下	105°	40°
尖施例9	5° 以下	5°以下	100	30°
実施例11	5* 以下	5" U.F	151°	77"
比較例1	8 4°	5°以下	105	1 1 °
比較例2	104°	5°	116°	13°
比較例 9	5"以下	5°以下	8 6°	10
比較例4	1 0°	10°	105°	26°

#### 【0194】実施例21

厚さ0、15 mmの脱脂したアルミニウム板上に、プライマー層形成用組成物(関西ペイント製 カンコート90T-25-3094)の20重長%ジメチルホルムアミド溶液を塗布し、200℃において1分間乾燥し、3μmのプライマー層を得た。

【0195】次いで、イソプロピルアルコール3g、オ 形成した基材上に塗布したルガノシラン(東芝シリコーン製TSL8113)4. 2g、酸化チタン粉末(石原炭業製 ST-01 平均 行させ、高表面エネルギー粒径7nm)0.2gを混合した。得られた分核液を6 20分間、100℃に保ちながら攪拌した。この分散液を 20 を作製し、試料1とした。スピンコーティング法によりプライマー層を形成した基 (0202)次に、オリー体上に塗布した。これを150℃の温度で6分間乾燥さ 解した5重量%の發度の発生ることにより加水分解、重縮合反応を進行させ、膜形 より試料1の光触媒含有都成を行った。 "となるように塗布し、

【0196】次いで、高圧水銀灯を70mW/cm²の 照度で10分間紫外線照射を行い、水およびnーオクタンに対する接触角を接触角測定器(協和界面科学製 C A-Z型)により測定した結果を表5に示す。

#### [0197]

# 【表5】

~ .		_
	照射前	爪射後
冰	7 2°	0 * _
nーオクタン	5° 以下	5°以下

【0198】また、この水あり平版印刷版原版に175 タンインチで2%から98%の網点を有するグラデーションポジマスクを介して上記水銀ランプにより露光し、 パターンを形成した。

【0199】次いで、得られた印刷版をオフセット印刷機 (アルファー技研製 アルファーニューエース) に取り付け、印刷インキ(ザ・インクテック製 エイクロス 40紅) および湿し水 (日研化学製 クリーンエッチ被20倍水希釈) を用いて5000枚/時の印刷速度で、コート紙に印刷を行ったところ2万枚の良好な印刷物が得られた。

#### 【0200】 実施例22

テトラエトキシシランSi (OC.H.),の2.7g、 エタノール38.7g、2N塩酸4.5gを混合し、1 0分間撹拌した。この溶液をスピンコーティング法によ り、基材に塗布し、80℃の温度で30分間乾燥し、原 さ0.2μmのナトリウムイオンブロック層を形成し *50

#### * / ...

【0201】テトラエトキンシランSi(OC,H_s)。 0.62g、チタニアゾル(日産化学製 TA-1 5)0.96g、エタノール26.89g、純水0.3 2gを混合し、10分間撹拌した。この分散液をスピンコーティング法により、ナトリウムイオンプロック層を形成した基材上に塗布した。これを150℃の温度で30分間乾燥することにより、加水分解、重縮合反応を進行させ、高表面エネルギーであり、光触媒がシリカ中に強固に固定された厚さ0.2μmの光触媒含有組成物層を作機1、対料1とした。

【0202】次に、オリーブ油をシクロへキサノンに溶解した5重量%の發度の溶液をスピンコーティング法により試料1の光触媒含有組成物崩上に、途布量が1g/m³となるように強布し、80℃の温度で10分間乾燥し、低表面エネルギーの有機物層を作製し、試料2とした

[0203] 得られた試料 1 および試料 2 に水銀灯を 2 30 mW/cm² の照度で5分間紫外線照射を行い、水に対する接触角を控触角測定器(協和界面科学製 CA 50 一 2型)により測定した。 結果を表もに示す。試料 2 の有機物層が光触媒作用により、分解除去され、有機物の塗布前の試料 1 の状態に戻ることがわかり、親水性を有する層を形成した試料 1 については、光照射の前後において、ほとんど濡れ性には変化しなかった。

## [0204]

## 【表6】

	RESTRUT_	照射後
試料1	8*	7
試料2	47"	7°

【0205】また、試料1表面上にポリビニルアルコール(日本合成化学製 ゴーセノールAH-26)2重量%水溶液を原さ0.2μmでスピンコーターにより強布後、80℃で45分間加熱し膜形成を行った。次いで、水銀灯により230mW/cm[®]の照度で8分間紫外線照射を行い、水の接触角を接触角測定器(協和界面科学製 CA-Z型)により測定したところ、電光前は62、電光後は5°以下であった。

# 【0206】実施例23

両末端水酸基ポリジメチルシロキサン (塩合度700) 94.99塩最%、メチルトリアセトキシシラン5重量

(19)

10

特開2002-274077

35

%、ジブチル锅ジラウリルレート0.01重量%をアイソパーE (エクソン社製) に溶解した5重量%の機度の溶液をスピンコーティング法により実施例22に記載の 試料1上に膜厚0.2μmとなるように塗布し、100 での温度で10分間乾燥し膜形成した。

【0207】次いで、水銀灯で50mW/c m'の照度 で1分間照射したところ、水の接触角にして130°か 55°以下に濡れ性が変化した。

【0208】厚さ0.15mmの脱脂したアルミニウム 板上に、プライマー磨形成用組成物(関西ペイント製 カンコート90T-25-3094)の20重量%ジメ チルホルムアミド溶液を塗布し、200℃において1分 間乾燥し、3μmのプライマー層を得た。

【0209】 次いで、このプライマー層の上に、実施例 22記載の光触媒含有層および濡れ性の変化する物質層 を形成し、水なし印刷版原版を得た。

【0210】次いで、Nd:YAGレーザー(355nm ラムダフィジックStar Line)を用い、記録エネルギーは、200mJ/cm²としてパターン形成を行った。符られた印刷版をオフセット印刷機(アル 20ファー技研製 アルファーニューエース)に取り付け、水なし印刷用インキ(ザ・インクテック製 インクテックウォーターレスS黄)を用いて、5000枚/時の印刷速度でコート紙に印刷を行ったところ2万枚の良好な印刷物が得られた。

【0211】実施例24

縦10cm、横10cm、厚さ0.1cmのソーグライムガラス基材上に、実施例22と同様のナトリウムプロック層を形成した。得られた層上に、テトラエトキシチタン(Ti(OC:H:):)1g、エタノール9g、塩 30酸0.1gを混合した溶液をスピンコーティングによって塗布した。

【0212】次いで、150℃で10分間の加熱を行い、厚さ0. 1µmの無定形チタニア層を形成した。無 定形チタニア層を400℃で10分間の加熱を行って、 アナターゼ型チタニア層に相変化させた。

【0213】次いで、チタニア層上に実施例23と同様の添れ性が変化する層を形成し、501p/mmの解像 度のチャートマスクを介して水銀灯で50mW/cm²の照度で2分間照射した。

【0214】次いで、水なし印刷用インキ(ザ・インクテック製 インクテックウォーターレスS黄)を、RIテスター(石川島産業機械製 RI-2型)を用いて、符られた露光済みパターン形成体上に全面塗布した。その結果、未露光部は搬油性によりインキをはじき、露光部のみに透択的に塗布されたた黄色のパターンが得られた。

【0215】 実施例25

実施例1と同様の方法でナトリウムイオンブロック層を 有するガラス基材を作製した。次に、界面活性剤(日本 50 36

サーファクタント工業製 BL-2) 0. 14g、テトラエトキシシランSi (OC:H・)・ 0. 62g、チタニアゾル (日産化学製 TA-15) 0. 96g、エタノール26.89g、水0.32gを混合し、10分間攪拌した。この分散液をスピンコーティング法により、厚さ0.2μmのナトリウムイオンブロック層を有する基材上に塗布した。

[0216]次いで、150℃の温度で30分間乾燥することにより、加水分解、 重縮合反応を進行させ、光触 蝶および界面活性剤がシリカ中に強固に固定された厚さ0.2μmの光触媒合有組成物層を作製した。 得られた 試料に、キセノンランブを3mW/cm³の照度で紫外 線照射を行い、水に対する接触角の経時変化を接触角測 定器(協和界面科学製 CA-2型)により測定した。 結果を図8に示す。図より、照射前63°であった接触 角が照射時間とともに減少し、約80分間で6°まで下がることが確認された。

【0217】 実施例26

シリカゾル であるグラスカ HPC 7002 (日本合成ゴム) 3g、アルキルアルコキシシランであるHPC 402H (日本合成ゴム) 1gを混合し、5分間提拌した。この溶液をスピンコーティング法により厚さ0.15mmのアルミニウム製の基材に流布し、膜厚 2μmのプライマー層を形成した。

【0218】次いで、プライマー層上に実施例23記載 の光触媒含有層を形成し、印刷版原版を得た。

【0219】得られた印刷版原版を木あり平版印刷版原版として、175線/インヂで2%から98%の網点を有するグラデーションポジフイルムを介して上記キセノンランプにより露光し、バターンの形成をした。

【0220】次いで得られた印刷版をオフセット印刷機 (アルファー技研製 アルファーニューエース) に取り 付け、オフセット印刷用インキ (ザ・インクテック製 エイクロス紅) および湿し水を用いて、5000枚/ 時 の印刷速度でコート紙に印刷を行ったところ2万枚の良 好な印刷物が得られた。

【0221】実施例27

石英ガラス 製の透明基材上に、実施例 4 と 同様の組成物をスピンコーティングによって膜厚 0.4 μ m の光触媒 6 有層を形成した。次いで、開口部直径 9 m m の 円形パターンを有するマスクを介して水銀灯により 7 0 m W / c m²の 所度で 9 0 秒間露光し、表面に濡れ性の高い円形パターンが施された透明 基材を得た。

【0222】水溶性紫外線 硬化性エステルアクリレート 樹脂(流川工業製 AQ-7)1000g、硬化開始剤(チバスペシャリティケミカルズ製イルガキュア 184)50g、水25gを混合し、3分間投押した。得られた混合被をマイクロシリンジにて、透明基材上に形成された濡れ性の異なる円形パターンの中心に $30\mu$ 1を 摘下した。

(20)

特別2002-274077

37

【0223】 灰いで、水銀灯により70mW/cm²の 照度で10秒間照射して、直径9mm、焦点距離45m mのレンダを作製した。

### 【0224】实施例28

石英ガラス製の透明基材上に、実施例4と同様の組成物をスピンコーティングによって膜厚0.4μmの光触媒合有層を形成した。次いで、開口部底径1mmの円形パターンを有するマスクを介して水銀灯により70mW/cm²の照度で90秒間露光し、表面に濡れ性の高い円形パターンが施された透明基材を得た。

【0225】水溶性紫外線硬化性エステルアクリレート 樹脂(荒川工業製 AQ-7)1000g、硬化開始剤 (チパスペシャリティケミカルズ製イルガキュア18 4)50g、水125gを混合し、3分間接押した。得 られた混合被をスピンコーティングによって、透明基材 上に形成された濡れ性の異なる円形パターン上に腕厚2 0μmの厚さで塗布したところ、円形部分のみに混合液 が付着した。次いで、水銀灯により70mW/cm²の 照度で3秒間照射して、直径1mm、焦点距離2.5m mのレンズを作製した。

#### 【0226】 実施例29

厚さ0. 23 mmの脱脂したアルミニウム板をプライマー(関西ペイント製金属用プライマー資料 カンコート90T-25-3094) 20重量%ジメチルホルムアミド溶液を塗布し、200℃で1分間乾燥し、3μmのプライマー層を形成した。

【0227】次いで、このプライマー層の上に、両末端 OH変性ポリジメチルシロキサン(信越化学製 X-22-160 AS 官能基当量 112)9g、架橋剤(ポリイソシアネート 日本ポリウレタン製 コロネート L)1g、ジラウリル酸ブチル錫0.05g、酸化チタン粉末(石原産業 ST-01 粒径7nm)1g、1,4-ジオキサン5g、イソプロパノール5gからなる組成物を塗布し、120でで2分間乾燥し、厚さ1μmの光触媒含有層を形成し、印刷版原版を待た。符られた光触媒含有層の表面の平均粗さを触針法により測定したところ、Ra=2nmであった。

【0228】次いで、248 nmのエキシマーレーザを200mJ/cm²の強度で服射し、バクーンを形成し、光触媒反応を起こした。

【0229】この服射部に水及びnーオクタンに対する 接触角を接触角測定器(協和界面科学製CAー2型)に より測定したところ濡れ性の差違を確認することができ た。その測定結果を表7に示す。

### 【0230】 実施例30

実施例29で作製した印刷版をオフセット印刷機(小森スプリント4色機)に取りつけ、印刷インキ(大日本インキ化学工業製ドライオカラ一藍インキ)を用いてコート紙に印刷を行ったところ良好な印刷物が得られた。

【0231】 実施例31

9.8

実施例29と同様の方法で、厚さ0.23mmのアルミニウム基板上に、プライマー層を形成し、次いで、このプライマー層の上に、両末端OH変性ポリジメチルシロキサン(信越化学製 X-22-160AS)8g、ポリジメチルシロキサン(信虺化学製 KF96)1g、製糖剤(ポリイソシアネート 日本ポリウレタン製 コロネートL)1g、ジラウリン酸ジブチル錫0.05g、酸化チタン粉末(石原産業 ST-01 粒径7nm)1g、トルエン5g、イソプロパノール5gからなる組成物を塗布し、150℃で2分間乾燥し、厚さ1μmの光触媒含有層を形成し、印刷版原版を得た。

【0232】得られた光触媒含有層の表面の平均粗さを 触針法により測定したところ、Raは2nmであった。 【0233】次いで、248nmのエキシマーレーザを 200mJ/cm[®]の強度で照射し、パターンを形成 し、光触媒反応を起こした。

【0234】光照射部の水及びn-オクタンに対する接触角を接触角測定器(協和界面科学製CA-Z型)により測定したところ濡れ性の管違を確認することができた。その測定結果を表7に示す。

【0235】また、実施例30と同様に、印刷版をオフセット印刷機(小森スプリント4色機)に取りつけ、印刷インキ(大日本インキ化学工業製ドライオカラ一整インキ)を用いてコート紙に印刷を行ったところ良好な印刷物が得られた。

#### 【0236】 実施例32

シリカソル (日本合成ゴム製 グラスカHPC700 2) 3g、アルキルアルコキシシラン (日本合成ゴム製 HPC402H) 1gを混合し、5分間撹拌した。この溶液をスピンコーティング法により面積が7.5cm³のガラス製の基材に強布し、膜厚2μmのナトリウムイオンブロック層を形成した。

【0237】次にイソプロビルアルコール3g、シリカソル (日本合成ゴム製 グラスカHPC7002) 0.75g、アルキルアルコキシシラン (日本合成ゴム製グラスカHPC402H) 0.25g、フルオロアルコキシシラン (トーケムブロダクツ製 MF-160E: N-[3-(トリメトキシシリル)プロピル]-N-エチルパーフルオロオクタンスルホンアミドのイソプロピルエーテル50重量%溶液) 0.15gを混合した。得られた分散液を20分間、100℃に保持しながら撹拌した。その後、酸化チタン(石原座業製 酸化チタン迄布用液 ST-K01: 国形分機度10重量%)を2g 添加し、さらに30分間撹拌した。

【0238】この分散液を先に作製したナトリウムブロック層を形成した基材上にスピンコーティング法により 強布した。これを150℃の温度で10分間乾燥することにより、加水分解、重縮合反応を進行させ、光触媒が オルガノポリシロキサンによって強固に固定化された瞑 「項3μmの光触媒合有層を形成した。

(21)

**铃期2002-274077** 

39

[0239] 次いで、光触媒含有層上に、両末端OH変性ポリジメチルシロキサン(信超化学製 X-22-160AS)1g、シリカゾル(日本合成ゴム製 グラスカHPC7002)2g、アルキルアルコキシシラン(日本合成ゴム製 HPC402H)1gを混合し5分間提押した分散液を塗布し、これを150℃の湿度で20分間乾燥し、乾燥膜厚が0.5μmのパターン形成体

【0240】得られたパターン形成体の表面の平均粗さを触針法により測定したところ、Rà=2nmであった。

【0241】次いで、365nmのYAGレーザを200mJ/cm*の強度で照射し、パターンを形成し、光 触媒反応を超こした。

【0242】光照射部の水及びnーオクタンに対する接触角を接触角測定器(協和界面科学製CA-2型)により測定し、測定結果を表7に示す。

【0243】また、実施例27と同様に、印刷用原版をオフセット印刷機(小森スプリント4色機)に取りつけ、印刷インキ(大日本インキ化学工業製ドライオカラ 20一盛インキ)を用いてコート紙に印刷を行ったところ良好な印刷物が得られた。

#### [0244] 実施例33

実施例29と同様の方法で、厚さ0.23mmのアルミニウム基板上に、プライマー層を形成し、このプライマー層の上に、エマルジョン型の付加反応型ポリジメチルシロキサン(信越化学製 KM-768 有効成分30%)0.76g、水1.34g、酸化チタンゾル(石原産業 STS-01 粒径7nm)1g、付加反応型用触媒(PM-6A)0.008g、付加反応型用触媒(PM-6B)0.012gを混合して、塗布後160℃で1分間乾燥し、原さ1μmの光触媒含有唇を得た。【0245】また、マスクを密着させ高圧水銀灯を70mw/cm'の照度で10分間紫外線照射をおこない、光触媒反応をさせた後に、水およびπーオクタンに対する接触角を接触角測定器(協和界面科学製CA-Z型)により測定した結果を表7に示す。

## 【0246】実施例34

厚さ0.23 mmの脱脂したアルミニウム板上にプライマー(陽恆ペイント製金属用プライマー塗料 カンコー 40ト90T-25-3094) 20重量%ジメチルポルムアミド溶液を塗布し、200℃で1分間乾燥し、3μmのプライマー層を形成した。

【0247】シリカゾル(日本合成ゴム製 グラスカHPC7002)3g、アルキルアルコキシシラン(日本合成ゴム製 HPC402H)1gを混合し、提拌機により5分間提拌した。先に形成したプライマー層上にこの溶液をブレードコーターで塗布し、100℃で10分間乾燥を行った。

【0248】次にイソプロピルアルコール3g、シリカ 50

ソル (日本合成ゴム製 グラスカHPC 7002 固形 分12%) 0.75g、アルキルアルコキシシラン (日 本合成ゴム製 HPC 402H 固形分50%) 0.2 5g、フルオロアルコキシシラン (トーケムプロダクツ

40

製 MF-160E:N-[3-(トリメトキシシリル)プロピル]-N-エチルパーフルオロオクタンスルホンアミドのイソプロピルエーテル60萬量%溶液)0.15g、ジメトキシジメチルシラン(東芝シリコーン製 TSL8112)0.15gを混合した。この溶

被を20分、100℃に保らながら提件した。その後、 酸化チタン塗布溶液(石原産業製 ST-K01:固形 分濃度10%)2gを添加し、更に30分間提伸し、得 られた分散液をスピンコーティングにより整布した。

【0249】次いで、150℃で10分間乾燥することにより、加水分解、重縮合反応を進行させ、光触媒がオルガノポリシロキサンによって強固に固定化された聴厚 3μmの圏を形成してパターン形成体を得た。

【0250】形成された層中のジメチルシロキサン単位 は40%であった。また、 得られたパターン形成体を触 針法により 測定したところ 装面粗さ Raは 2 nmであっ た。

【0251】次いで、このパターン形成体に格子状のマスクを介して高圧水銀灯で70mW/cm³の照度で5分開紫外線照射を行い、水及びnーオクタンに対する接触角を接触角制定器(協和界面科学製CAーZ型)により測定した結果を装1に示す。 また、パターンを形成したパターン形成体をオフセット印刷機(小森スプリント4色機)に取付けて、水なし印刷インク(大日本インキ化学工業製 ドライオカラー藍インク)を用いてコート紙に印刷を行ったところ良好な印刷物が得られた。

## [0252] 実施例35

実施例34と同様の方法で作製したパターン形成体に、355nmのYAGレーザーを200mJ/cm²の触度でパターン状に照射して光触媒反応を行った。 光照射部の水およびnーオクタンに対する接触角を接触角測定器(協和界面科学型CA-2型)により測定した結果を表7に示す。

【0253】また、パターンを形成したパターン形成体をオフセット印刷機(小森スプリント4色機)に取付けて、水なし印刷インク(大日本インキ化学工業製 ドライオカラー藍インク)を用いてコート紙に印刷を行ったところ良好な印刷物が得られた。

#### 【0254】実施例36

光触媒含有層に用いたジメトキシジメチルシラン (東芝シリコーン製 TSL8112)の量を0.03gとして、ジメチルシロキサン単位を10%とした点を除き実施例31と同様にしてパターン形成体を作製し、実施例31と同様に評価をし、その結果を数7に示す。

【0255】また、実施例31と同様にしてコート紙に 印刷を行ったところ地汚れがない良好な印刷物が得られ

(22)

特別2002-274077

42

た。

【0256】实施例37

厚さ0. 23 mmの脱脂したアルミニウム板上にプライマー(関西ペイント製金属用プライマー塗料 カンコート90Tー25-3094) 20重量%ジメチルホルムアミド溶液を塗布し、200℃で1分間乾燥し、3μmのプライマー層を形成した。

4 I

【0257】シリカゾル(日本合成ゴム製 グラスカH PC7002)3g、アルキルアルコキシシラン(日本 合成ゴム製 HPC402H)1gを混合し、攪拌機に 10 より5分間攪拌した。先に形成したプライマー層上にこ の容液をブレードコーターで強布し、100℃で10分 間飲煙を行った。

【0258】次にイソプロピルアルコール3g、シリカソル (日本合成ゴム製 グラスカHPC7002) 0.75g、アルギルアルコキシシラン (日本合成ゴム製 HPC402H) 0.25g、フルオロアルコキシシラン (トーケムプロダクツ製MF-160E: Nー【3ー(トリメトキシシリル)プロピル]ーNーエデルパーフルオロオクタンスルホンアミドのイソプロピルエーテル 2050萬量%溶液) 0.15g、ジメトキシジメチルシラン0.30gを混合した。この溶液を20分間、100℃に保ちながら提件した。その後、酸化チタン塗布溶液(石原産業製ST−K01: 固形分濃度10%)2gを添加し、更に30分間提伸し、得られた分散液をスピン塗布によって塗布した。

【0259】 さらに、得られた層上に、イソプロピルアルコール3g、シリカゾル(日本合成ゴム製 グラスカHPC7002)3g、アルキルアルコキシシラン(日本合成ゴム製 HPC402H)1gを混合し、5分間 30 提件した。得られた分散液を塗布して0.2μmの塗布 層を形成しパターン形成体を得た。

【0260】次いで、得られたパターン形成体に格子状のマスクを介してYAGレーザーで200m J/cm²のエネルギー密度で露光を行ってパターンを形成した印刷版を作製した。水及びn-オクタンに対する接触角を接触角測定器(協和界面科学製CA-Z型)により測定した結果を表1に示す。

【0261】また、パターンを形成したパターン形成体 をオフセット印刷機(小森スプリント4色機)に取付け 40 て、水なし印刷インク(大日本インキ化学工業製 ドラ*

* イオカラー盛インク)を用いてコート紙に印刷を行ったところ良好な印刷物が得られた。

【0262】比較例5

基材をプライマーによって処理しなかった点を除き、実施例29と同様に刷版済みの印刷版を作製し、実施例30と同様に印刷機に取り付けたところアルミ基材から部分的に光触媒含有層が剥がれ落ち密着性が不十分であった。また、カッターによってクロスカットをしたメンディングテープ(住友スリーニム社製スコッチメンディングテープ)によって剥離試験をおこなったところプライマー層があるものは剥離を超こさないが、プライマー層がないものは剥離を超こした。

【0263】比較例6

市販のオフセット印刷用原版でサーマルプレートPcarl dry (Presstek製)を用いて実施例29と同様に特性を評価をし、その結果を表7に示す。

【0264】比較例7

市販のオフセット印刷用原版で水なしオフセット版 H GII(東レ製)を用いて実施例29と同様に特性を評価をし、その結果を表7に示す。

【0265】比較例8

光触媒含有層に用いたジメトキシジメチルシラン(東芝シリコーン製 TSL8112)の量を0.2gとして、ジメチルシロキサン単位を50%とした点を除き実施例34と同様にしてパターン形成体を作製し、光触媒含有層の表面の膜面を触針法によって測定したところ装面粗さRaは500nmであり、光触媒含有層の表面が乱れ、印刷用の版面を作製することができなかった。

【0266】比較例9

光触媒含有層に用いたジメトキシジメチルシラン(東芝シリコーン製 TSL8112)の量を0.01gとして、ジメチルシロキサン単位を5%とした点を除き実施例31と同様にしてバターン形成体を作製し、実施例31と同様に評価をし、その結果を表7に示す。また、触針法によって測定した表面相さRaは、50nmであった

【0267】また、実施例34と同様にしてコート紙に印刷を行ったところ地汚れが生じた。

[0268]

【表7】

特別2002-274077

	器光部		未解光部	
	* _	ローオクタン	水	<u>n ーオクタン</u>
实施例29	5°以下	5° 以下_	113°	16°
<b>英施例31</b>	5* 以下	5°以下	113	16
实施例32	5° 以下	5°以下	115°	15°
実施例33	5°以下	5°以下	107	15°
実施例34	5° 以下	5°以下	113°	16°
実施例35	80°以下	5° 以下	113°	16°
実施例38	70° 以下	5* XF	113°	16
夹施例37	80°以下	5°以下	115°	15'
比較例 6	84°	5°以下	105°	11.
比較例7	104°	5° 以下	116°	13*
比較例9	80°	5° 以下	115°	20*

(23)

#### [0269]

【発明の効果】本発明のパターン形成体は、基材上に光 触媒合有組成物層を形成したので、光照射の際の光触媒 の作用により、表面の濡れ性を変化させることによっ て、パターンの形成が可能であるので、現像等の工程を 経ずに、パターンの形成が可能であり、印刷版原版、機 能性素子をはじめとした多くの用途に使用することがで きる.

#### 【図面の簡単な説明】

4 4

【図1】図1は、本発明の一実施例を説明する図であ

【図2】図2は、本発明の他の実施例を説明する図であ

【図3】図3は、本発明の他の実施例を説明する図であ る.

【図4】図4は、本発明の他の実施例を説明する図であ

【図5】図5は、本発明のバターン形成用材料の光照射 時間と濡れ性の関係を説明する図である。

【図6】図6は、本発明の他の実施例を説明する図であ る。

【図7】図7は、本発明の他の実施例を説明する図であ **ర**.

【図8】図8は、本発明のバターン形成用材料の光照射 時間と濡れ性の関係を説明する図である。

*【図9】図9は、本発明の素子の作製方法の一実施例を 説明する図である。

44

【図10】図10は、本発明の紫子の作製方法の他の実 施例を説明する図である。

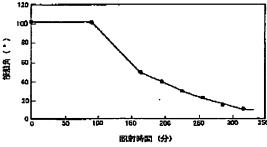
【図11】図11は、本発明の素子の作製方法の他の実 施例を説明する図である。

【図12】図12は、本発明の業子の作製方法の他の実 施例を説明する図である。

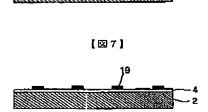
#### 【符号の説明】 20

1…バターン形成体、2…基材、3…プライマー層、 4, 41, 42, 43, 44…光触媒含有層、5…パタ ーン、6…露光、7…光触媒、8…親水性部位、9…疎 水性部位、10…濡れ性変化物質層、11…濡れ性が異 なる部位、12…分解除去される物質層、13…濡れ性 が異なる部位、14…疎水性部分、15…親水性部位、 16…光触媒分解性物質、17…パターンに応じて変化 した部位、18…ストライプ状のパターン、19…格子 状の逃光性パターン、20…フォトマスク、21…レー ザ、22…プレードコータ、23…スピンコータ、24 …真空を利用した成膜手段、25…機能性層、26…粘 着テープ、27…空気噴射ノズル、28…機能性層、2 9…素子形成用基材、30…シート、31…熱溶融性組 成物層、32…熱転写体、34…加熱板、35…吐出ノ ズル、36…紫外線硬化性樹脂組成物、38…硬化用紫 外線、38…マイクロレンズ

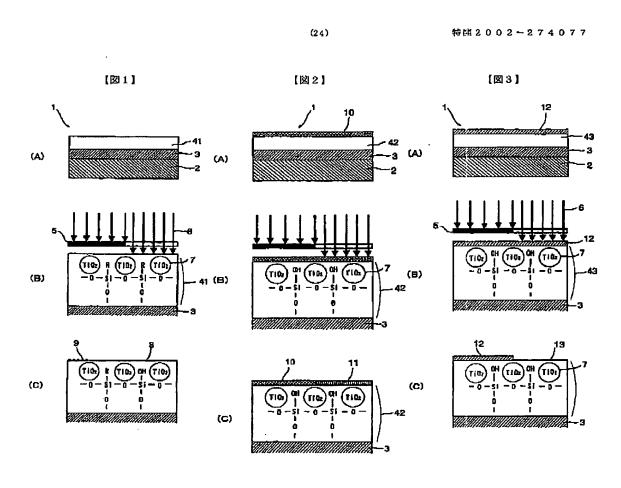
[図5]

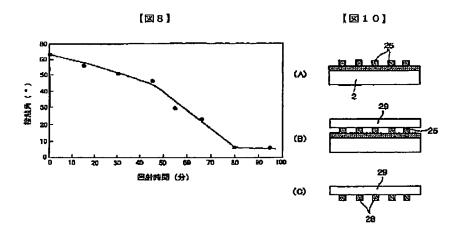


【図6】



PAGE 32/35 * RCVD AT 6/6/2006 3:20:03 PM [Eastern Daylight Time] * SVR:USPTO-EFXRF-6/43 * DNIS:2738300 * CSID:312 427 6663 * DURATION (mm-ss):11-52





特別2002-274077

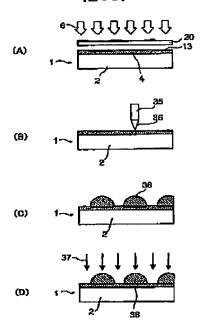
(25)

[図9] [図4] (A) B2 **B**1 (B) **B3** (C) [図11] (C) 25 (B) (D)

(26)

特博2002-274077





# フロントページの統合

(31) 優先権主張番号 特願平10-85955

(32) 優先日 平成10年3月31日(1998, 3. 31)

(33)優先権主張国 日本(JP)

(31) 優先権主張番号 特顯平10-86293

(32) 優先日 平成10年3月31日(1998. 3. 31)

(33)優先権主張国 日本(JP)

(72) 発明者 彦坂 眞一

東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号

大日本印刷株式会社内

(72) 発明者 山本 学

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社內

Fターム(参考) 2HO25 ARO3 ACO1 ADO1 ADO3 B800

BH03 CB32 CB41

2H084 AA30 AA40 AE03 BB02 CC05

2HO96 AA06 BA13 HA07 LASO

2H114 AAO5 AAI1 AA14 AA22 BAO1

DA 08 DA15 DA23 DA38 DA39

DA52 DA57 DA72 DA73 EA03

EAO6 PA16 CA34 CA38